修士論文

シリカ充填ゴムの力学特性の 有限要素均質化法による評価

指導教員:田中 克志

本馬 剛徳

2015年2月

神戸大学大学院 工学研究科 博士課程前期課程 機械工学専攻

Master Thesis

Characterization of Silica-Filled Rubber in Finite Element Homogenization Method

February 2015

Division of Mechanical Engineering,
Graduate School of Engineering,
Kobe University, Kobe, Japan

TAKENORI HOMMA

要約

シリカ充填ゴムは、粒子界面の結合状態を調整する結合剤により、CB充填ゴムより 広範囲に力学特性を制御できると期待されている。本研究ではこのシリカ充填ゴムの 微視的な数珠繋ぎ構造をモデル化し、ゴム相及びシリカ粒子表面のゲル相の新たな構 成式の構築、均質化法に基づく有限要素シミュレーション (FEHM) によるシリカ粒子 分散構造の力学応答評価、ならびに、少数の数珠繋ぎ構造での力学特性発現メカニズ ムの解明等を行った。

まず物理架橋点の解消を許容する非アフィン分子鎖網目理論により一般化した粘弾 性8鎖モデルを、化学架橋点の解消も考慮できる複合型非アフィン分子鎖網目モデル へと拡張し、さらに負荷反転時に観測される大きな応力低下を表現可能な構成式の提 案も言及した. 次に有限要素均質化法によりゴム相, ゲル相の絡み点数の不均一性の 効果を明らかにした上で、ユニットセル中に多数のシリカ粒子をランダムに配置した モデルの等方性を明らかにした、その後、シリカ充填ゴムの巨視的応答と内部の変形 に関して検討を行い、粒子に囲まれた狭い領域や引張り方向に並んだ粒子間のゴム相 に大きな変形が集中している部分、粒子が凝集しているところでは粒子のクラスター が1つの介在物のようにふるまうこと等を明らかにした.次にユニットセル中に2粒 子が引張り方向に直鎖状に繋がった 0° ,ならびに 45° に傾いて繋がった 45° の2種類の 代表的なモデルにより、粒子間で生じる変形集中及び粒子周りの変形メカニズムにつ いて検討した。0°モデルから、粒子連結部のゲル相に非常に大きな変形が集中し、負 荷変形後期における配向硬化や顕著な非アフィン変形を生じてヒステリシスロスを増 大させることがわかった. 一方 45°の場合は引張りに伴い粒子位置が中心軸方向に相対 的にずれるためゲル相への変形集中は緩和され,0°の場合に比べユニットセル全体で 非アフィン変形が発生しヒステリシスロスの増大に寄与していることがわかった.

Summary

Toward development of new FEM models that can represent the macroscopic and microscopic behaviors of silica-filled rubber, we proposed constitutive models for rubber and gel phase based on the non-affine molecular chain network theory, and then performed simulations with Finite Element Homogenization Method(FEHM) with the microscopic unit cells containing many silica particles and two-silica array.

First, we extended the previous non-affine eight-chain model that accounts the effect of the changes of physical/chemical entanglements during the loading and unloading process. Additionally to reproduce the experimentally observed large stress drop at the loading-unloading switch, a new constitutive equation accounting for the strain rate history dependence has been proposed. Then we employ FEHM to investigate the effect of heterogeneous distribution of the entanglement in the rubber matrix and gel phase, and reestablished a simple scale-upped constitutive equation. With thus obtained constitutive equations for the rubber matrix and gel phase, we implemented FEHM on the microscopic unit cells with many silica particles. After clarifying the isotropy of the randomly arrayed silica-filled structure, we discussed the macroscopic stress-strain response and internal microscopic deformation under 1 cycle loading up to maximum stretch of $\lambda_2=1.5$. The result showed that deformation concentration occurs at the rubber matrix in the narrow channels aggregated silica particles and also in the wide channel between silica particles arrayed in the loading direction. We also performed the FEHM simulation on two-silica array to discuss the fundamental aspect of deformation concentration. In the result of silica array oriented to loading axis, extremely large stain occurs on the gel phase that connects the silica particles, and their non-affine irreversible effect contributes the large hysteresis. On the other hand, the deformation concentration was relaxed in the 45° inclined zig-zag silica chains.

目 次

第1草	稍 論	1
第2章	構成式	5
2.1	分子鎖網目理論	5
2.2	ゴム粘弾性体の構成式	8
2.3	非アフィン分子鎖網目モデル	15
2.4	変形速度履歴依存性	18
	2.4.1 変形速度履歴依存性の表現	18
	2.4.2 未充填ゴムの変形速度履歴依存性の検討	20
第3章	粒子充填ゴムの変形応答のシミュレーション手法	23
3.1	漸近展開理論に基づく均質化手法	23
3.2	有限要素均質化方程式	27
第4章	多粒子モデルによるシリカ充填ゴムの力学特性評価	31
4.1	解析モデル	31
	4.1.1 ゴム相及びゲル相単相の絡み点不均一性に関する均質化法解析.	32
	4.1.2 シリカ粒子分散構造の均質化法モデル	38
4.2	解析モデルの検証	41
	4.2.1 モデルの等方性	41
	4.2.2 解像度の検証	42
4.3	シリカ充填ゴムの力学特性評価	47
	4.3.1 最大引張り時における応答	47
	4.3.2 1 サイクルの変形過程における応答	48
笙5音	シリカ充填ゴムにおける変形集中機構の検討	51

	目 次	ii				
5.1	解析モデル	51				
5.2	解析結果	52				
第6章	結論	60				
参考文献 6						
第A章 非圧縮性ゴム粘弾性体の構成式の速度形式表示 6						
第B章	$[\phi],[\mathbf{B}],[\mathbf{E}],\{\psi\}$ の具体形	70				
第C章	関連発表論文・講演論文	72				

77

謝辞

第1章

緒論

ゴム材料は、タイヤ、衝撃吸収材、防振ゴム等の工業製品や、ボールやシューズに代表されるスポーツ用品、また医療機器等、我々の身の周りにおいて非常に幅広く用いられている。このゴム材料は、原料ゴムに数 $10\sim100[\mathrm{nm}]$ 程度のフィラー(充填材)を高充填することで、弾性率、引張強度、引裂き強度、破断エネルギー (1) 等の力学的特性を用途に応じて多様に変化させることが出来る。なかでも、シリカ充填ゴム(図 $1.1(\mathrm{b})$)やカーボンブラック (CB) 充填ゴム(図 $1.1(\mathrm{c})$)は非常に補強効果が高いことが知られており、タイヤの材料として広範に利用されている。

ゴムのような高分子材料の内部では、モノマー(単量体)が多数連なったひも状の高分子が複雑に絡み合い三次元的な網目構造(図1.1(d))を形成しており、負荷時の

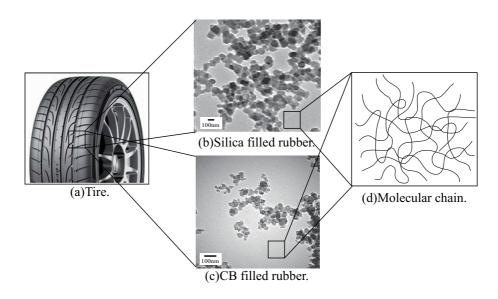


Fig.1.1 Inner structure of rubber⁽⁴⁾.

応力と除荷時の応力経路が異なるヒステリシス (履歴現象) $^{(2)}$ や,クリープ現象,応力緩和現象,ひずみ速度依存性といった粘弾性応答 $^{(3)}$ 等の特異な力学特性を示す.それらの力学特性の発現メカニズムの解明を目的として,高分子材料の微視的構造の観察が進められており,柴山らは中性子小角散乱(SANS)装置を用いたゴム内部の硫黄架橋の不均一性の観察 $^{(6)}$ を行っている.中島らは原子間力顕微鏡(AFM)を用いた不均一構造の可視化に関する研究 $^{(7)(8)}$ を推進している.また池田らは変形中のゴム内部の構造変化を観察することに成功しており,分子鎖の伸長に伴う結晶化について言及している $^{(9)}$. 更に分子動力学法(MD)を用いた高分子材の分子レベルの変形挙動解析も盛んに行われており $^{(10)(11)(12)}$,屋代らは分子鎖の配向による応力上昇ならびにヒステリシス発現のメカニズムについて新たな知見を報告している $^{(13)(14)}$.

フィラー充填ゴムのヒステリシスや粘弾性応答は、前述の補強効果により未充填ゴムに比べて顕著になることが確認されており $^{(2)(15)(16)}$ 、フィラー充填ゴムに引張変形を加えた時に生じる応力軟化の要因として、フィラー粒子の凝集体構造の変化 $^{(17)(18)(19)}$ や、ゴムの延伸に伴う高分子鎖の滑り $^{(20)(21)(22)}$ 、架橋構造の破壊 $^{(23)(24)}$ が古くから考えられてきた。最近では、内藤らがゴム分子鎖のエネルギー変化を詳細に検討することにより、変形中の化学架橋構造の破壊を裏付ける実験結果を報告している $^{(25)}$.

このように、フィラー充填ゴムの変形はその内部の非常に複雑なメカニズムに因るため、フィラー充填ゴムの力学特性を最大限に生かした製品設計や製造のためには、材料内部の微視的変形挙動の解明と、フィラー/ポリマー間の相互作用の適切な評価、そしてそれらを反映した巨視的応答を精密に再現し得るシミュレーションモデルの構築が必要である。我々の研究グループではこれまで、CB充填ゴムの高機能性発現の詳細なメカニズムについて、特にCB充填に伴うゴム部の微視的変形挙動とCB充填ゴムの巨視的応答の関係に焦点を当てて、(1)ゴム部の適切な構成式の定式化、(2)CB粒子が材料の機械的特性に及ぼす影響、(3)微視領域における変形挙動を検討し得るシミュレーションモデルの構築及び評価など、広範多岐に及ぶ研究を推進してきた(26)(27)(28)(29)。そこで得られた成果はタイヤの実際の設計にも用いられている。

これまでは、工業的に利用されているゴム材料の多くは多量生産が容易な CB がフィラーとして用いられてきたが、現在は石油を原材料とせず脱石油に貢献するシリカが新たなフィラーとして期待されている。シリカ充填ゴムは CB 充填ゴムよりも耐油性・耐酸性・耐熱性に優れ、老化による架橋構造の破壊が小さいこと (30)、またタイヤに用

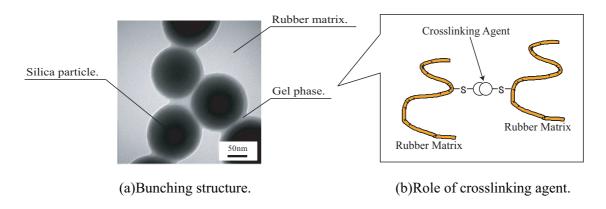


Fig.1.2 Microscopic structure of silica-filled rubber.

いる場合では転がり抵抗が小さくなるため燃費の向上をもたらし高性能なタイヤ材料 となり得ることが報告されている(31). 最近の実験では、シリカ充填ゴムの製造工程に おいてシリカ粒子とゴム材の界面状態を制御するために添加するシランカップリング 剤(模式図1.2(b))の影響 $^{(32)}$ により、界面にゴムとは物性の異なる「ゲル相」が生成 し、図1.2(a) のようにシリカ粒子を数珠繋ぎ状に繋ぎ止めていることが観察されてい る ⁽⁴⁾. そこで、我々の研究グループでは CB 充填ゴムを対象として開発してきたこれ までのフィラー充填ゴムの FEM モデルを基に、シリカ粒子のネットワーク構造や数珠 繋ぎ構造, ゲル相の厚さなどを様々に変化させたシミュレーション (33)(34), また前述 のゴム内部の硫黄架橋の不均一性 $^{(6)}$ を考慮したシミュレーション等を行ってきた $^{(35)}$. しかしながら、実験結果に見られる引張後期の配向硬化がもたらす応力上昇、ならび に変形方向急変時における大きな応力の低下と、それに伴うヒステリシスロスが十分 に表現出来ていない. 更にこれらのシミュレーションで使用したユニットセルモデル は少数の粒子を含む小規模なものであったため、実際のシリカ充填ゴム内部の構造の 再現性は低く、ユニットセルの粒子配置に強く依存した基礎的な応答評価に留まって いる. そこで本研究では,変形中の化学架橋構造の破壊(25)や負荷反転時の大きな応 力低下現象を表現可能な構成式を提案し、シリカ充填ゴム内部の粒子配置を模擬した 多粒子解析モデルを用いた引張シミュレーションにより、フィラー/ポリマーの相互作 用,ならびにそれらを反映した巨視的応答の評価を行う.更に多粒子解析モデルでは 十分な応答評価が困難であるシリカ粒子周りの解像度の良い解析モデルを用い、粒子 周りの微視的変形挙動を明らかにする.

第2章では解析手法の基礎として、ゴムの粘弾性応答を表現するための分子鎖網目

理論に基づく粘弾性8鎖モデルの構成式について説明し、変形に伴う物理架橋点及び化学架橋点の解消を表現し得る非アフィン分子鎖網目モデル、負荷から除荷へ反転する際に観察される応力低下現象を表現する構成式を提案する。第3章では2章で示したゴム材の構成式を更新ラグランジュ法に基づく有限要素均質化法として定式化する。第4章では、数珠繋ぎ構造を呈するシリカ充填ゴム内部のランダムな粒子分散形態を模擬したユニットセルモデルを構築し、ユニットセルの等方性や解像度の検証を行い、シリカ充填ゴムの巨視的な変形応答の評価を行う。第5章では2粒子が直鎖状に繋がった極端な境界条件の解析モデルによる引張りシミュレーションを行い、シリカ粒子周りの局所的な変形応答について詳細に検討した。最後に、第6章で本研究で得られた結果の総括を述べる。

第2章

構成式

本章では、まずゴム弾性応答を記述するために提案された分子鎖網目理論 (36)~(45) について説明する.次に、分子鎖に管模型 (53) を用い、非ガウス鎖理論に基づく非圧縮性を考慮したゴム粘弾性体の構成式について説明する.さらに分子鎖の絡み点数の変化を許容する非アフィンモデルへの一般化、変形方向急変時における大きな応力低下現象 (変形速度履歴依存性) を表現し得る構成式の一般化について説明する.

2.1 分子鎖網目理論

高分子とは、非常にたくさんの原子 (多くの場合は炭素原子) が共有結合によって連結したもので、図 2.1(a) に示すような長い鎖にたとえることができる.この繰り返しの構成単位をモノマーという.そして、個々の (炭素) 原子は、原子同士の結合を軸としてその周りで互いにほぼ自由に回転することができるため、全体として曲がりくねった、様々な形態をとることができる.例えば、図 2.1(a) に示す分子鎖の連続する三つの炭素原子に注目すると、共有結合による連鎖であるから、結合長さ l=1.54 Å,結合角 $\theta=70.53^\circ$ と確定している (36). これに対して、第4番目の炭素原子の結合は、l と θ を一定に保ちながら、第2結合を軸に回転可能となり、その位置は、回転角の関数として表されるポテンシャルエネルギによって決まる.このような考え方で高分子材料の微視的構造を忠実に考慮したモデルを構築し、高分子材料の挙動を表現することが原理的には可能である.しかしながら、実際の適用に当たっては多くの時空的な制約が加わるため、モノマーを直接扱わず、セグメントという最小構成単位で粗視化した分子鎖網目モデル (37) が用いられる.

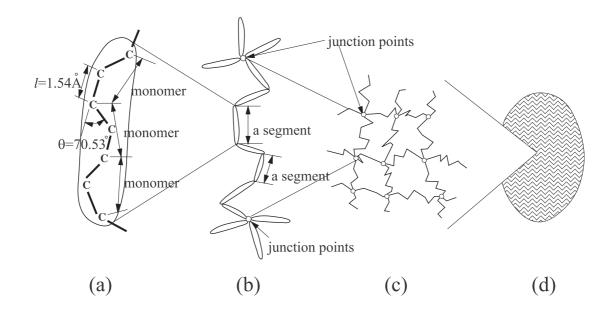


Fig.2.1 Concept of hierarchical structure of polymeric material⁽³⁷⁾, (a)molecular chain, (b)segment, (c)chain network structure, (d)macroscopic continuum.

分子鎖網目理論では、高分子材料は図 2.1(c) に模式的に示すように、分子間の化学的結合あるいは物理的結合により接合点において連結された鎖が、ランダムに配向した網目構造を有していると仮定している。さらに、(i) 接合点は原子の揺らぎ周期に対して長時間的には平均位置が変化せず、接合点周りの摂動は無視できる、(ii) 二つの接合点を両端に持つ分子鎖の端一端ベクトル $(end-to-end\ vector)$ は、それが埋め込まれている材料の連続体と共変形をするとの仮定を置く。このようなモデルをアフィンモデルという。図 2.1(b) に示すように、二つの接合点間の分子鎖は「1 本の分子鎖」と定義され、それは導入した最小構成単位である「セグメント」から成る。モノマーの数が十分多ければスケーリング則によって鎖の巨視的な性質は変わらない(39)。ここで導入した「セグメント」が「モノマー」とどう対応するかは議論の対象とせず、ここでは現象論的に最小単位のセグメントを導入している。「1 本の分子鎖」の形態が非ガウス統計分布(40) に従うとすると、二つの接合点を結ぶ方向にストレッチ λ を加えた場合に生じる応力 σ は次式で表すことができる(38)。

$$\sigma = k_B T \sqrt{N} \lambda \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda}{\sqrt{N}} \right) \tag{2.1}$$

ここで、N は 1 分子鎖あたりのセグメント数、 k_B は Boltzmann 定数、T は絶対温度で

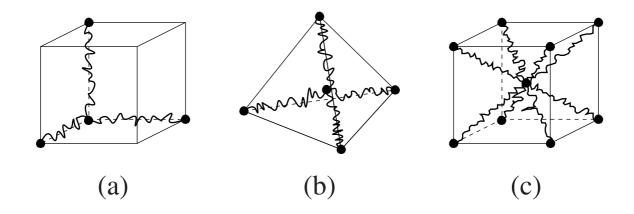


Fig.2.2 Molecular chain network model, (a) three chain model, (b) four chain model, (c) eight chain model.

ある. また, 関数 $\mathcal{L}(x)$ は次式で定義される Langevin 関数である.

$$\mathcal{L}(x) = \frac{d}{dx} \left\{ \ln \left(\frac{\sinh x}{x} \right) \right\} = \coth x - \frac{1}{x}$$
 (2.2)

網目の全体的な応答特性は、個々の鎖の寄与を考えることにより得ることができるが、 その取り扱いは数学的に極めて困難なものとなる。そこで、網目構造の応答モデルを 得るために簡便な平均化手法が提案されている。

James 及び Guth⁽⁴¹⁾ は単位体積あたり n 本の鎖を含む網目は直行する 3 本の軸方向に n/3 ずつの鎖が配置されたものと相当であると仮定した,図 2.2(a) に示す 3 鎖モデルを提案した.Wang 及び Guth⁽⁴²⁾ はこの 3 鎖モデルを等 2 軸変形に適用した.同様に,Treloar⁽⁴³⁾ は,図 2.2(b) に示す 4 鎖網目モデルの概念 ⁽⁴⁴⁾ をゴム弾性に適用することを提案したが,主ひずみ空間における対称性を表現することができないことが示されている ⁽⁴⁵⁾.Arruda 及び Boyce ⁽⁴⁵⁾ は図 2.2(c) に示す 8 鎖モデルを提案し,これらの網目モデルの中で最も広範な変形モードに適用できることを示した.

3鎖モデルの場合、各主ストレッチ方向の変形は互いに干渉しないため主応力はそれぞれの軸方向での応力の足し合わせにより計算できるが、8鎖モデルの場合は3軸方向の変形がそれぞれ干渉し合うため、1本の分子鎖方向のストレッチ λ_c は、主ストレッチを λ_1 、 λ_2 、 λ_3 とすると、 $\lambda_c = \sqrt{(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2)/3}$ と表すことができるので、

$$\frac{\partial \lambda_c}{\partial \lambda_i} = \frac{\lambda_i}{3\lambda_c} \tag{2.3}$$

の関係が成り立つ.

一方,変形前の体積を基準にした単位体積あたりの仕事に相当するひずみエネルギー密度関数Wを用いると,1分子鎖の応力 σ_c は次式のように表せる $^{(48)}$.

$$\sigma_c = \lambda_c \frac{\partial W}{\partial \lambda_c} \tag{2.4}$$

式 (2.1) のストレッチ λ を分子鎖方向のストレッチ λ_c に置き換え,さらに式 (2.4) より恒等的に次式が成り立つ.

$$\frac{\partial W_c}{\partial \lambda_c} = k_B T \sqrt{N} \lambda_c \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_c}{\sqrt{N}} \right)$$
 (2.5)

式 (2.3), 式 (2.4), 式 (2.5) より,8 鎖モデルの主ストレッチ方向の応力 σ_i とストレッチ λ_i は次の関係で与えられる.

$$\sigma_{i} = \lambda_{i} \frac{\partial W}{\partial \lambda_{i}} = \lambda_{i} \frac{\partial W}{\partial \lambda_{c}} \frac{\partial \lambda_{c}}{\partial \lambda_{i}}$$

$$= \frac{1}{3} \left\{ k_{B} T \sqrt{N} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_{c}}{\sqrt{N}} \right) \right\} \frac{\lambda_{i}^{2}}{\lambda_{c}}$$
(2.6)

本研究では、この8鎖モデルを基礎としてゴム粘弾性体の構成式を定式化する.

2.2 ゴム粘弾性体の構成式

図 2.2(c) で示される 8 鎖モデルはゴム超弾性体の変形応答を記述するのに用いられている. 超弾性体とは負荷を受け大きく変形した後, 完全に除荷すると元の状態に戻る弾性体である (46). しかしながら, 実際の分子鎖は周囲の分子鎖からの摩擦に起因する粘性も持ち合わせている. そこで, ゴムの粘弾性挙動を記述するために, 図 2.3 に示すような粘弾性 8 鎖モデルとダンパーで構成されるモデルを構築する.

周囲の分子鎖との相互作用を表現するために、図 2.2(c) に示す 8 鎖モデルの各単鎖に、図 2.3 挿入図に示す粘性抵抗をもつバネ・ダンパーの標準モデルを導入した新たな 8 鎖モデル A が提案されている $^{(47)}$. ここで用いた粘性抵抗は、後に説明する管模型 $^{(53)}$ によって表される。本モデルにおける応力の評価はバネ部分のみで行い、バネとダンパーを直列関係にすることで粘性効果を応力の評価に反映させている。ここで、初めに 8 鎖モデル A の構成式を記述する。8 鎖モデルの要素 α , β , γ のストレッチをそれぞれ λ_{α} , λ_{β} , λ_{γ} とすると、1 本の分子鎖の変形量と要素 α の変形量は等しく、ま

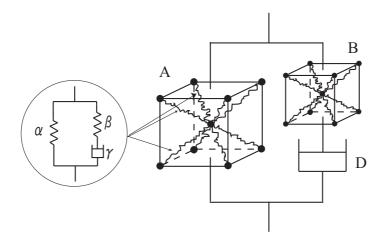


Fig.2.3 New visco-elastic model consists of revised 8 chain model A, conventional eight chain model B and dashpod D.

た要素 β , γ は要素 α と並列の関係にあることから、以下の関係が成り立つ.

$$\lambda_c = \lambda_\alpha = \lambda_\beta \lambda_\gamma \tag{2.7}$$

式 (2.6) を 8 鎖モデル A に適用すると、8 鎖モデル A の主ストレッチ方向の応力 σ_i^A と ストレッチ λ_i は次の関係で与えられる.

$$\sigma_i^A = \frac{1}{3} \left\{ C_\alpha^R \sqrt{N_\alpha} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_c}{\sqrt{N_\alpha}} \right) + C_\beta^R \sqrt{N_\beta} \frac{1}{\lambda_\gamma} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_\beta}{\sqrt{N_\beta}} \right) \right\} \frac{\lambda_i^2}{\lambda_c}$$
(2.8)

ここで $C_{\alpha}^{R}=n_{\alpha}k_{B}T$, $C_{\beta}^{R}=n_{\beta}k_{B}T$, N_{α} , N_{β} は分子鎖のセグメント数で $\sqrt{N_{\alpha}}$, $\sqrt{N_{\beta}}$ は分子鎖の限界伸びを表す. n_{α} , n_{β} は構成要素のバネ α , β に含まれる分子鎖の数を表す. 添え字 α , β , γ については, ストレッチと同様図 2.3 に示す要素 α , β , γ と対応している.

ここで弾性項のみである図 2.3 の 8 鎖モデル B の主ストレッチ方向の応力 σ_i^B と弾性 ストレッチ λ_i' は次のように表せる $^{(45)}$.

$$\sigma_i^B = \frac{1}{3} \left\{ C_{\alpha B}^R \sqrt{N_{\alpha B}} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_{cB}}{\sqrt{N_{\alpha B}}} \right) \right\} \frac{\lambda_i^2}{\lambda_{cB}}$$
 (2.9)

 $C_{\alpha B}^{R}=n_{B}k_{B}T$, $n=n_{\alpha}+n_{\beta}+n_{B}$, n は単位体積中に含まれる鎖の数を表す. 一般に, ゴム粘弾性体の変形は体積変化が小さいとしてそれを無視する場合が多い. そこで本研究では、非圧縮性ゴム粘弾性体を取り扱うものとし、非圧縮性を満たすために静水

Ep を用いる. この時,式 (2.8), (2.9) を用いると、非圧縮性ゴム粘弾性体の構成式は次式のように表せる.

$$\sigma_i = \sigma_i^A + \sigma_i^B - p \tag{2.10}$$

また、構成式 (2.10) の速度形式は、Kirchhoff 応力の Jaumann 速度 S_{ij} とひずみ速度テンソル $\dot{\varepsilon}_{kl}$ 、粘性ひずみ速度テンソル $\dot{\varepsilon}_{kl}^p$ を用いて、次のように表すことができる.

$$\overset{\nabla}{S}_{ij} = \frac{1}{3} \left[\left\{ C_{\alpha}^{R} \sqrt{N_{\alpha}} \left(\frac{\zeta}{\sqrt{N_{\alpha}}} - \frac{L}{\lambda_{c}} \right) + \frac{C_{\beta}^{R} \sqrt{N_{\beta}}}{\lambda_{\gamma}} \left(\frac{\zeta'}{\lambda_{\gamma} \sqrt{N_{\beta}}} - \frac{L'}{\lambda_{c}} \right) \right\} A_{ij} A_{kl} / A_{mm}
+ \left\{ \frac{L C_{\alpha}^{R} \sqrt{N_{\alpha}}}{\lambda_{c}} + \frac{L' C_{\beta}^{R} \sqrt{N_{\beta}}}{\lambda_{c}} \right\} \left\{ \delta_{ik} A_{jl} + A_{ik} \delta_{jl} \right\} \dot{\varepsilon}_{kl}
- \frac{C_{\beta}^{R} \sqrt{N_{\beta}} \dot{\lambda}_{\gamma}}{\lambda_{\gamma}^{2} \sqrt{3A_{mm}}} \left(L' + \frac{\lambda_{\beta} \zeta'}{\sqrt{N_{\beta}}} \right) A_{ij} + \frac{1}{3} \left[\left\{ C_{\alpha B}^{R} \sqrt{N_{\alpha B}} \left(\frac{\zeta''}{\sqrt{N_{\alpha B}}} - \frac{L''}{\lambda_{cB}} \right) \right\} A'_{ij} A'_{kl} / A'_{mm} \right]
+ \frac{L'' C_{\alpha B}^{R} \sqrt{N_{\alpha B}}}{\lambda_{cB}} \left\{ \delta_{ik} A'_{jl} + A'_{ik} \delta_{jl} \right\} \dot{\varepsilon}_{kl} - \dot{\varepsilon}_{kl}^{p} - \dot{p} \delta_{ij}$$
(2.11)

式 (2.11) の具体的な導出方法については [付録 A] を参照されたい. ここで、 A_{ij} は 左 Cauchy-Green 変形テンソル、 $L = \mathcal{L}^{-1}(\lambda_c/\sqrt{N_\alpha})$ 、 $L' = \mathcal{L}^{-1}(\lambda_\beta/\sqrt{N_\beta})$ 、 $L'' = \mathcal{L}^{-1}(\lambda_c/\sqrt{N_\alpha})$ 、 $\zeta' = L'^2/(1 - L'^2 \operatorname{csch}^2 L')$ 、 $\zeta'' = L''^2/(1 - L'^2 \operatorname{csch}^2 L')$ 、 $\zeta'' = L''^2/(1 - L''^2 \operatorname{csch}^2 L')$ 、である。また、添え字に図 2.3 と対応したものを付した。本研究ではペナルティ法を用いることにより、非圧縮性を近似的に満足させる。

次に粘性抵抗を表現する、要素 β 、 γ の扱いについて説明する。ここでは、要素 B、D も要素 β 、 γ と同様の動きをすると仮定して取り扱う。ある時刻に変形勾配が F となるような負荷あるいは変形を受けているゴムの変形を考える。その時の変形勾配 F を次式で定義する $^{(49)}$.

$$F = \frac{\partial x}{\partial X} \tag{2.12}$$

ここで、X は物体点の基準配置、x は現在の配置を表す。ゴムにおける基準配置は分子鎖がランダムに配向した等方性状態である。図 2.4 に示すように、変形勾配 F は弾性部分 F^{β} と粘性部分 F^{γ} に次式のように分解できる。

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}^{\beta} \mathbf{F}^{\gamma} \tag{2.13}$$

 $m{F}^{\gamma}$ は完全な除荷状態で応力解放配置を表す. また,変形勾配 $m{F}$ は弾性ストレッチ $m{V}^{eta}$,

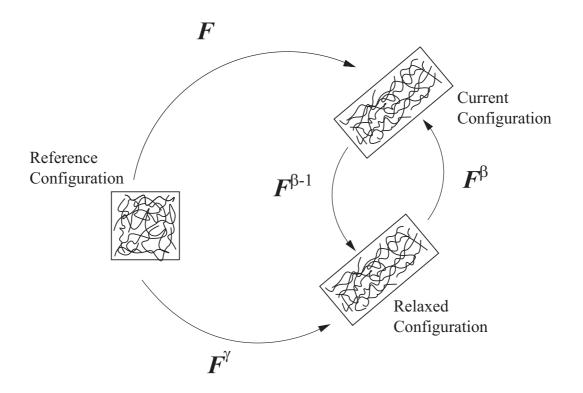


Fig.2.4 Concept of viscoelasite decomposition of deformation gradient.

回転 R, 粘性ストレッチ U^{γ} を用いて次の形で表現される.

$$F = V^{\beta} R U^{\gamma} \tag{2.14}$$

回転 R を弾性部分と粘性部分に分け,

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}^{\beta} \boldsymbol{R}^{\gamma}, \tag{2.15}$$

極分解定理(50,51)に従うと、次式の関係を得る.

$$\boldsymbol{F}^{\beta} = \boldsymbol{V}^{\beta} \boldsymbol{R}^{\beta} = \boldsymbol{R}^{\beta} \boldsymbol{U}^{\beta} \tag{2.16}$$

$$F^{\gamma} = R^{\gamma} U^{\gamma} = V^{\gamma} R^{\gamma} \tag{2.17}$$

実際,回転は弾性か粘性かは特定することはできない.しかしながら,ここでは

$$\mathbf{R}^{\beta} = \mathbf{I}, \qquad \mathbf{R} = \mathbf{R}^{\gamma}$$
 (2.18)

とすることによって、次式の関係を得る.

$$F^{\gamma} = V^{\gamma} R = R U^{\gamma} \tag{2.19}$$

つぎに、速度勾配 L を考える.

$$L = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{d} + \mathbf{w} = \dot{\mathbf{F}} \mathbf{F}^{-1} = \dot{\mathbf{F}}^{\beta} \mathbf{F}^{\beta - 1} + \mathbf{F}^{\beta} \dot{\mathbf{F}}^{\gamma} \mathbf{F}^{\gamma - 1} \mathbf{F}^{\beta - 1}$$
(2.20)

ここで、v は変位速度、d は変形速度テンソルで L の対称部分、w はスピンテンソルで L の反対称部分である。また、d と w をそれぞれ弾性成分と粘性成分の和であるとすると、次の表現が得られる。

$$d = d^{\beta} + d^{\gamma}, \qquad w = w^{\beta} + w^{\gamma}$$
 (2.21)

$$d^{\beta} + w^{\beta} = \dot{F}^{\beta} F^{\beta-1}, \qquad d^{\gamma} + w^{\gamma} = F^{\beta} \dot{F}^{\gamma} F^{\gamma-1} F^{\beta-1}$$
(2.22)

応力解放配置の速度勾配 L^p は、次式で与えられる.

$$\boldsymbol{L}^{\gamma} = \dot{\boldsymbol{F}}^{\gamma} \boldsymbol{F}^{\gamma - 1} = \tilde{\boldsymbol{d}}^{\gamma} + \tilde{\boldsymbol{w}}^{\gamma} \tag{2.23}$$

式 (2.1) より、要素 β の応力 σ_{β} とストレッチ λ_{β} のは、次の関係で与えられる.

$$\sigma_{\beta} = C_{\beta}^{R} \sqrt{N_{\beta}} \lambda_{\beta} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_{\beta}}{\sqrt{N_{\beta}}} \right)$$
 (2.24)

ただし,

$$\boldsymbol{\sigma}_{\beta} = \boldsymbol{\sigma}_{\gamma} \tag{2.25}$$

 σ_{γ} は要素 γ にかかる応力である. 式 (2.7) より、弾性ストレッチ λ_{β} は分子鎖一本のストレッチ λ_{α} を用いて、次のように表される.

$$\lambda_{\beta} = \frac{\lambda_c}{\lambda_{\gamma}} \tag{2.26}$$

粘性ストレッチ λ_{γ} は次のように表現される.

$$\lambda_{\gamma} = \int_{0}^{t} \dot{\lambda}_{\gamma} dt \tag{2.27}$$

$$\dot{\lambda}_{\gamma} \mid_{t=t+\Delta t} = \lambda_{\gamma} \mid_{t=t} \tilde{\boldsymbol{d}}^{\gamma} \mid$$
 (2.28)

粘性変形速度 \tilde{d}^{γ} は負荷あるいは除荷配置のどちらの場合においても一般的に次のように表現されるべきであると考える $^{(49,52)}$

$$\tilde{\boldsymbol{d}}^{\gamma} = \dot{\gamma}^{\gamma} \boldsymbol{N} \tag{2.29}$$

ここで、 $\dot{\gamma}^{\gamma}$ は粘性せん断ひずみ速度、N は方向を示すテンソルである.粘性流れの駆動応力 (driving stress) σ_{γ}^{*} は Cauchy の応力 σ_{γ} を用いて次のように表される.

$$\boldsymbol{\sigma}_{\gamma}^* = \boldsymbol{\sigma}_{\gamma} \tag{2.30}$$

連合流れ則によって粘性変形速度が偏差駆動応力方向に発生すると仮定すると N は 次式のようになる.

$$N = \frac{\sigma_{\gamma}^{*\prime}}{\sqrt{2}\,\tau^*} \tag{2.31}$$

ここで,()'は偏差成分を表し, τ^* は N を単位の値として定義するために導入した量で,次のように表すことができる.

$$\tau^* = \left[\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}_{\gamma}^{*\prime}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\gamma}^{*\prime}\right]^{\frac{1}{2}} \tag{2.32}$$

Doi·Edwards $^{(53)}$ は、高分子鎖で起こる特異な粘弾性現象を説明するために、de Gennes $^{(54)}$ によって提案された管模型 (tube model) を分子鎖に適用した reptation (爬行) 理論を示した。図 $^{2.5}$ に示す管模型では、周囲の分子鎖との摩擦を、分子鎖の主鎖と直交方向の運動の制限と捉え、分子鎖の主鎖方向への運動は自由であるがその垂直方向への運動は周囲の分子鎖にあまり影響を与えない程度の距離 a 、長さ a しの管内で拘束されていると仮定している。外力を加えると管は変形し、管の直径方向、軸方向ともにまず a の距離内にあるセグメントの配向分布の緩和が短時間のうちに起こる。一方、軸方向には reptation 運動により分子鎖は最初のゆがんだ形状の管から徐々に抜け出し、

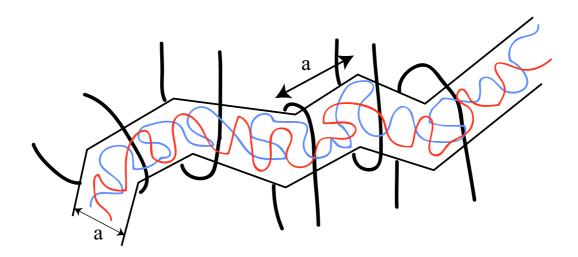


Fig.2.5 Tube model.

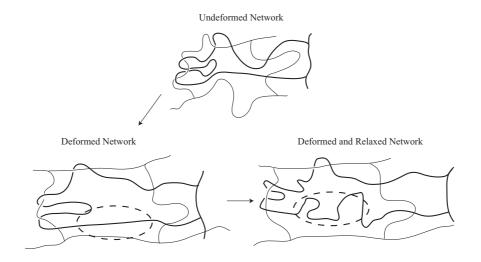


Fig.2.6 Relaxation behavior of polymer chain.

完全に抜け出したとき、すなわち分子鎖が管に沿って長さLだけ移動したとき応力は完全に緩和する。このような周囲の分子鎖との摩擦によって、実際の分子鎖網目構造では2.6に示すような緩和現象が生じていると考えられる。

Bergström·Boyce は reptation 理論を基に、与えられた有効せん断応力 τ^* に対する 粘性せん断ひずみ速度 $\dot{\gamma}^{\gamma}$ を次のように導出した ⁽³⁾. 分子鎖の変位を $\hat{u}=a_1\sqrt{\phi(t)}$ と する時、緩和時間 t と分子鎖長 l(t) の関係は

$$l(t) = l_0 + a_1 \sqrt{\phi(t)} \tag{2.33}$$

と表される. ここで l_0 は初期分子鎖長, $\phi(t)$ は reptation 理論による緩和時間である. 粘性ストレッチ λ_γ は次式のように表される.

$$\lambda_{\gamma}(t) = \frac{l(t)}{l_0} = 1 + a_2 t^{a_3} \tag{2.34}$$

ここで $a_2 > 0$, $0.5 < a_3 < 1.0$ である. 時間微分を取ると、次のようになる.

$$\dot{\lambda}_{\gamma} = a_2 a_3 t^{a_3 - 1} \tag{2.35}$$

式(2.34), (2.35) よりクリープ速度は次式のように表される.

$$\dot{\lambda}_{\gamma} = a_4 (\lambda_{\gamma} - 1)^{a_5} \tag{2.36}$$

ここで、 $a_4 > 0$ 、 $a_5 \cong -1$ である.しかし、クリープ速度は駆動応力に依存するとされるので、粘性せん断ひずみ速度を以下のように表した.

$$\dot{\gamma}^{\gamma} = \hat{C}_1 [\lambda_{\gamma} - 1]^{C_2} \tau^{*m} \tag{2.37}$$

ここで、 \hat{C}_1 、 C_2 、m は材料定数であり、一般にひずみ速度に依存する.

2.3 非アフィン分子鎖網目モデル

ゴムは高分子鎖がランダムに結合した網目構造を有し、網目の接合点として振る舞う絡み点は分子間の共有結合による化学架橋点と、それに比べ結合力の弱い分子間力によって結合している物理架橋点に分類できる。系の中で絡み点数が多いということは、絡み点間の分子鎖長さが短い、すなわち 1 分子鎖当たりの平均セグメント数 N が小さいことに対応する。変形過程において分子鎖が滑り出すと架橋点が消滅し、絡み点数が変化することが実験的に示唆されており (55),(56), 対応した非アフィン分子鎖網目モデルが提案されている (57),(58)。網目構造の変形で絡み点数が減少することによって、1 分子鎖あたりの平均セグメント数 N は増加する。絡み点間の分子鎖を「1 本」とカウントしているため、図 2.7 に模式的に示すように絡み点が解消すると単位体積中の分子鎖数 $n(=n_{\alpha}+n_{\beta}+n_{B})$ は減少し、伸長可能性の向上と剛性の低下をもたらす。本研究では、セグメント数 N が分子鎖ストレッチ λ_c に依存すると仮定して、

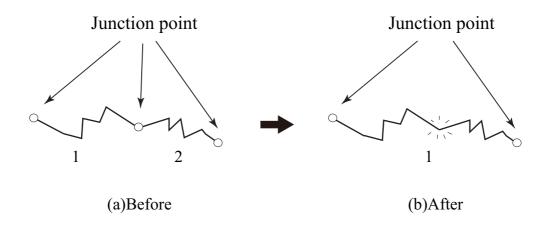


Fig.2.7 Schematic view of extinction of junction point by decrease in physical linkage.

$$N(\lambda_c) = N_0 + f(\lambda_c) \tag{2.38}$$

$$N_{\rm n} = n_{\alpha} N_{\alpha} + n_{\beta} N_{\beta} + n_{B} N_{B} = \text{constant}$$
 (2.39)

$$n_{\alpha} = \frac{C_{\alpha}^R}{k_B T}, \quad n_{\beta} = \frac{C_{\beta}^R}{k_B T}, \quad n_B = \frac{C_{\alpha B}^R}{k_B T}$$
 (2.40)

とする.ここで, N_n は系全体の総セグメント数, N_0 は初期セグメント数であり,総セグメント数 N_n は材料に固有の数値である.

次に関数 $f(\lambda_c)$ について説明する.一般に,高分子材料の変形過程において消滅するのは結合力の弱い物理架橋点のみであると考えられており,現在提案されている非アフィン分子鎖網目モデルは $^{(57),(58)}$,この物理架橋点のみの消滅に対応している.しかしながら,最近の研究報告により高分子材料の変形過程の初期段階において,化学架橋点の消滅が顕著になる可能性が示唆されている $^{(25)}$.そこで本研究では物理架橋点,化学架橋点それぞれの消滅に対応した関数 $f(\lambda_c)$ の構築を行い,それらを混合して表現出来るように拡張した複合型非アフィン分子鎖網目モデルを提案する.

まず、物理架橋点の消滅に伴う1分子鎖当たりのセグメント数Nの変化を表す関数 $f_{ph}(\lambda_c)$ を下記のように、

$$f_{ph}(\lambda_c) = a_0 + a_1 \lambda_c + a_2 \lambda_c^2 \tag{2.41}$$

とする. a_0 , a_1 , a_2 は定数である. 次に化学架橋点の消滅は変形初期に多く発生することが示唆されていることから、関数 $f_{ch}(\lambda_c)$ を下記のように、

$$f_{ch}(\lambda_c) = a_0 + a_1 \log(\lambda_c - 1) \tag{2.42}$$

と対数を用いて表現することとした。更に物理架橋点と化学架橋点の消滅を混合して表すために、それぞれの影響を重み関数wで制御する次の複合型非アフィンモデルを構築した。

$$f_{mix}(\lambda_c) = w f_{ph}(\lambda_c) + (1 - w) f_{ch}(\lambda_c)$$
(2.43)

w の値が 0 に近づくほど化学架橋点消滅の影響が大きくなり,反対に 1 に近づくほど物理架橋点消滅の影響が大きくなる.図 2.8(a) に重み関数の値を様々に変化させた時の平均セグメント数 N とストレッチ λ の関係を示す.こちらに示すのは最大引張り時のストレッチを 4 とし,重み関数 w の値に因らず初期セグメント数 N 及びストレッチが 3 の時の平均セグメント数 N を統一した時の 1 サイクル分の N の変化である.負

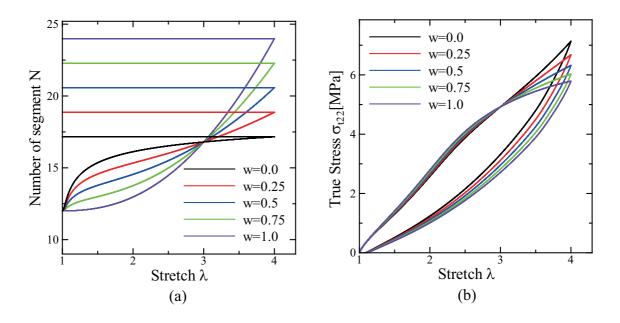


Fig.2.8 Comparison of (a)number of segment - stretch relations and (b)true stress - stretch relations by weighting function.

荷から除荷に移行してからの絡み点数変化は不可逆なものとし、本シミュレーションでは2サイクル目以降の再負荷時において、前のサイクルで受けた最大ストレッチに達しない変形領域では平均セグメント数N は変化しないものとした。更に変形が進み、前のサイクルで受けた最大ストレッチを超えると、再び式 (2.38) によりN が変化するものとする。また図 (2.86) には前節で示した8鎖モデル(2.38) により(2.86) には前節で示した8鎖モデル(2.38) により(2.86) には前節で示した8鎖モデル(2.86) の(2.86) を導入して計算した結果の真応力-ストレッチ関係を、それぞれ図 (2.86) を導入して計算した結果の真応力-ストレッチ関係を、それぞれ図 (2.86) を導入して計算した結果の真応力-ストレッチ関係を、それぞれ図 (2.86) が (2.86) を導入して計算した結果の真応力-ストレッチ関係を、それぞれ図 (2.86) が (2.86) を導入して計算した結果の真応力-ストレッチ (2.86) が (2.86) が (2.86) が (2.86) を導入して計算した結果の真応力-ストレッチ (2.86) が (2.8

2.4 変形速度履歴依存性

2.4.1 変形速度履歴依存性の表現

ゴム等の高分子材料の変形過程におけるヒステリシス発現のメカニズムとしては、2.2 節に示した粘弾性現象や2.3 節に示した非アフィン変形が大きな要因として考えられている $^{(20)(23)}$. しかしながら粘弾性現象が顕在化しないほどの低ひずみ速度や非アフィン変形による絡み点解消の影響が小さい低ひずみ領域においてもヒステリシスの発現が見られることから、ヒステリシスの発現には上記に加えて別の要因が存在することが示唆される。そこで本研究では、ゴムの繰り返し変形過程において、負荷方向が急変する場合大きな応力変化が発生し、それが変形の進行とともに緩和されていく実験事実に注目した。この現象を、変形方向が急変するとゴム内部の1本の分子鎖に対する周囲の分子鎖からの拘束が強くなり、変形方向急変直後に少ない変形量で大きな応力の変化が生じる、すなわち分子鎖の剛性が一時的に上昇したとみなして表現する。これを「変形速度履歴依存性」として2.2 節のゴム粘弾性体の構成式モデル (図2.3) の弾性変形を担う α の部分、すなわち式 (2.8) の第1項を変形速度履歴依存性が表現出来るように一般化した.

本研究で用いる構成式 (2.8) 第 1 項においてゴムの剛性を支配するパラメータは C_{α}^{R} , $\sqrt{N_{\alpha}}$ の 2 つであり,どちらも 2.3 節で説明した非アフィン変形により変化するパラメータである.そこで本研究ではこれらのパラメータに加え,新たなゴムの剛性パラメータとして変形速度履歴パラメータ ξ を導入し,式 (2.44) に示すように構成式を変形速度履歴依存性が表現出来る形式に一般化した.

$$\sigma_i^A = \frac{1}{3} \left\{ C_\alpha^R \sqrt{N_\alpha} (1+\xi) \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_c}{\sqrt{N_\alpha}} \right) + C_\beta^R \sqrt{N_\beta} \frac{1}{\lambda_\gamma} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_\beta}{\sqrt{N_\beta}} \right) \right\} \frac{\lambda_i^2}{\lambda_c}$$
(2.44)

 ξ は負荷時には0とし、また変形速度履歴依存性は低ひずみ速度条件下、つまりひずみ速度には無依存であるため分子鎖ストレッチ λ_c にのみ依存するものとして次式で表す。

$$\xi = a_0 + a_1 \lambda_c + a_2 \lambda_c^2 \tag{2.45}$$

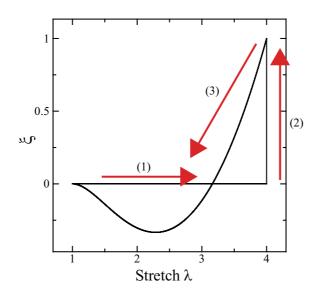


Fig.2.9 ξ - stretch relations.

1 サイクルの変形過程における ξ の値の変化とストレッチ λ の関係の一例を図 2.9 に示す.ここで,図の横軸は λ_c ではなく λ であることに注意されたい.図中の矢印で示すように変形過程において (1) 負荷時には ξ の値は 0 のまま推移し,(2) 負荷反転時に大きな ξ の値をとることでゴムの剛性の上昇を現象論的に表現する.(3) そしてその後除荷が進むにつれ剛性が減少し, ξ の値が一時的に負になるようにすることで実験結果を表現することを試みた.

ただし、変形速度履歴依存性がゴムの変形応答に与える影響の大きさについては実験的に明らかにされていないため、変形方向急変時の ξ のピーク値は1、あるいは2(剛性はもとの2倍、あるいは3倍)と仮定する。本節ではこの ξ を導入した影響が低ひずみ速度、低ひずみ領域においても発現することを確認するために、ひずみ速度による比較、最大引張り時のストレッチによる比較、 ξ の値による比較をそれぞれ式 (2.44) を用いて行う。

2.4.2 未充填ゴムの変形速度履歴依存性の検討

図 2.10 にひずみ速度 $\dot{\epsilon}=10^{-5}$, $\dot{\epsilon}=10^{-1}$ の時の 1 サイクルの変形における (a) 真応力-ストレッチ関係, (b) ヒステリシスロスを示す. なお, ひずみ速度以外の計算条件は以下全ての計算において表 2.1 に示すものとし, 重み関数 w は 0.5 とする. ξ の値はひずみ速度には無依存であるため, ひずみ速度の大小に関わらず図 2.9 に示すように推移

Table 2.1 Parameter of revised new visco-elastic model.

$C_{\alpha}^{R} (= n_{\alpha} k_{B} T)$	$C_{\beta}^{R} = (n_{\beta}k_{B}T)$	$C_B^R (= n_B k_B T)$	N_{α}	N_{eta}	N_B
0.275	0.40	0.50	12.0	12.0	12.0
C_1^{γ}	C_2^{γ}	m^{γ}	C_1^D	C_2^D	m^D
3.0×10^{2}	-0.50	6.4	3.0×10^{3}	-0.50	4.8

していくものとしている。ここでまず ξ の値は除荷時にしか変化しないため負荷時の応力曲線は変形速度履歴無依存の場合と同じ経路を辿っている。次に負荷反転後,除荷時の応力曲線については ξ を導入したモデルの方が大きく応力が低下しており,それに伴いヒステリシスロスが増大していることがわかる。またヒステリシスロスの増加率を比較すると,ひずみ速度 $\dot{\epsilon}=10^{-5}$ の場合は約1.88倍, $\dot{\epsilon}=10^{-1}$ の場合は約1.44倍となっており,ひずみ速度が小さい時の方が ξ の影響が大きくなっている。これは式(2.44)の2つの項のうち ξ を導入している第1項,つまり応力全体に対する弾性変形部分の担う応力が大きいためである。以上のことから ξ を導入することで低ひずみ速度の条件下であっても負荷反転時の大きな応力低下やヒステリシスロスの増大を表現出来ることが確認出来た。しかしながら,除荷終了時に着目すると非常に大きな残留ひずみが発生していることがわかる。ゴムなどの高分子材料の繰り返し変形において,ひずみ速度が大きいと粘性の影響による応答遅れで除荷終了時には残留ひずみが発生することが知られているが, ξ を導入すると低ひずみ速度の場合でも残留ひずみが非常に大きくなってしまうことがわかった。

次に図 2.11(a) に最大引張り時のストレッチを $\lambda=2.0,\lambda=3.0,\lambda=4.0$ の 3 パターンに変化させた時の ξ とストレッチの関係を示す.計算条件としてひずみ速度は $\dot{\epsilon}=10^{-1}$ とし,変形速度履歴依存性を低ひずみ領域でも発現することから図 2.11(a) に示すように最大引張り時のストレッチの大きさに関わらず ξ の値のピークを 1 で統一している.また図 2.11(b) に真応力-ストレッチ関係を示す.最大引張り時のストレッチが $\lambda=4.0$ の高ひずみ領域においては除荷時の大きな応力低下が見られるため ξ の影響が確認出来るが,低ひずみ領域においては ξ の有無による大きな応力低下は表現出来ていない.このことから ξ を導入した場合でも低ひずみ領域における変形速度履歴依存性,すなわち大きな応力の低下の表現が不十分であることがわかった.

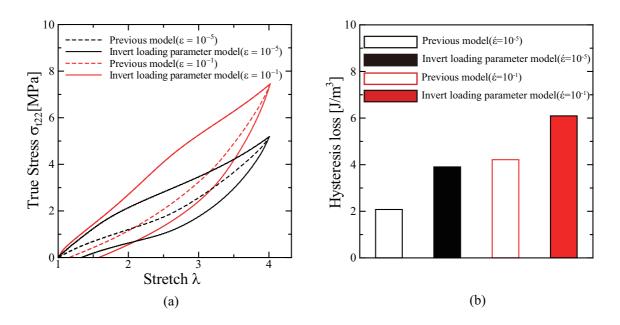


Fig.2.10 Comparison of true stress - stretch relations by strain rate.

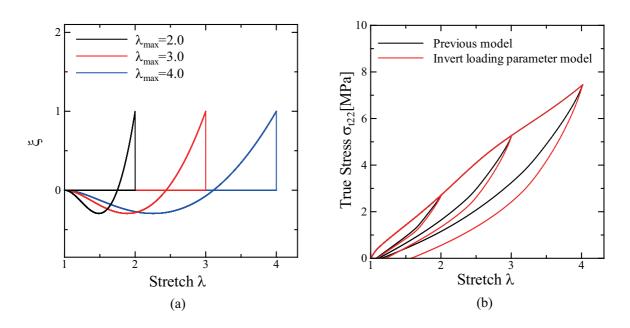


Fig.2.11 Comparison of (a) parameter ξ -stretch relations and (b) true stress - stretch relations by max stretch.

次に図 2.12(a) に ξ の値のピークを 0(=変形速度履歴無依存), 1, 2 と変化させた時の ξ とストレッチの関係を, (b) に真応力-ストレッチ関係を示す. ξ の値を大きくすると除荷時の大きな応力の低下は非常に顕著になり、それに伴いヒステリシスロスも増

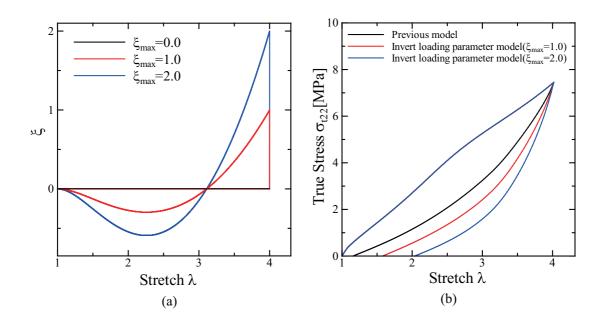


Fig.2.12 Comparison of (a) parameter ξ - stretch relations and (b) true stress - stretch relations.

大するが、ひずみ速度を変化させた場合と同様、残留ひずみが大きくなりすぎることがわかった.

以上の検討から,変形速度履歴依存性の導入によるひずみ速度の大小に関わらず負荷反転時の大きな応力の低下やヒステリシスロスの表現は良好であったが,低ひずみ領域では不十分であることや除荷終了時の残留ひずみの過大評価等の問題点が浮上した.本論文の 4 章以降での有限要素均質化法によるシリカ充填ゴムの解析では,ストレッチが $\lambda=2.0$ 程度の低ひずみ領域で変形している要素が大部分を占めるため, ξ の影響はほとんどない.したがって,変形速度履歴依存性を表現するための新たな構成式の提案は本章で終わりとし,4 章以降の解析には変形速度履歴依存性を考慮しない構成式を用いて進める.

第3章

粒子充填ゴムの変形応答のシミュ レーション手法

本章では、2変数漸近展開理論に基づく均質化法の基本的な考え方を述べた後、ゴムの構成式を更新ラグランジュ法に基づく均質化理論 (59,60) に導入することにより、微視的関係式及び巨視的平衡式を導出し、その有限要素表示式を示す.

3.1 漸近展開理論に基づく均質化手法

本節では、2変数漸近展開理論に基づく均質化法の基本的な考え方を簡単に述べたのち、ゴム材の構成式を更新ラグランジュ法に基づく均質化法 (59,60) に導入することにより、微視的関係式及び巨視的平衡式を導出する.

図 3.1 に示すような全体構造 X の任意点の近傍において、局所的に周期性をもつ

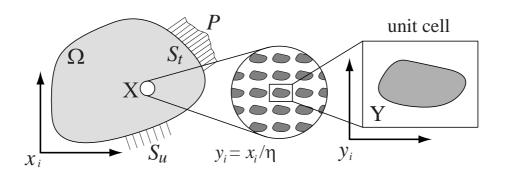


Fig.3.1 The relation between macroscopic continuum body and internal microscopic structure.

微視構造 Y が存在する材料を仮定し、構造物全体を表現する座標系 x_i (i=1,2,3) と $y_i=x_i/\eta$ の関係を満足する微視構造を表現する座標系 y_i の 2 変数を導入する.ここで, η は微視的周期構造内の基本単位領域のスケールを表す.現変形状態における物体の体積を Ω ,表面積を S,外部表面の一部 S_t 上に作用する表面力を P とし,残りの外部表面 S_u に一定の変位速度を与える.このとき,更新ラグランジュ法を用いると,仮想仕事原理式は下記のように表せる $^{(61)}$.

$$\int_{V} \left(\dot{S}_{ji} + \sigma_{mj} v_{i,m} \right) \delta v_{i,j} dV = \int_{S_{\bullet}} \dot{P}_{i} \delta v_{i} dS \tag{3.1}$$

ただし、 \dot{S}_{ij} は Kirchhoff の応力速度を表す.一方、式 (2.11) の構成式は下記の関係式 (61)

$$\dot{S}_{ij} = \overset{\nabla}{S}_{ij} - F_{ijkl} \dot{\varepsilon}_{kl},
F_{ijkl} = \frac{1}{2} \left(\sigma_{lj} \delta_{ki} + \sigma_{kj} \delta_{li} + \sigma_{li} \delta_{kj} + \sigma_{ki} \delta_{lj} \right)$$
(3.2)

を用いることによって、次のような形に統一的に示すことができる.

$$\dot{S}_{ij} = L_{ijkl} \dot{\varepsilon}_{kl} \tag{3.3}$$

なお、 L_{ijkl} は 2 章で示した速度勾配である.一方、微視領域内の任意点の変位速度 v はスケールパラメータ η により、次のように漸近展開できる.

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{v}^{0}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \eta \boldsymbol{v}^{1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \eta^{2} \boldsymbol{v}^{2}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \cdots$$
 (3.4)

式(3.4)をひずみ速度と変位速度の関係式

$$\dot{\varepsilon}_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \tag{3.5}$$

に代入し, 次式が得られる.

$$\dot{\varepsilon}_{ij} = \frac{1}{\eta} \dot{e}_{ij}^{0}(\boldsymbol{v}) + \dot{E}_{ij}^{0}(\boldsymbol{v}) \, \dot{e}_{ij}^{1}(\boldsymbol{v}) + \eta \left[\dot{E}_{ij}^{1}(\boldsymbol{v}) + \dot{e}_{ij}^{2}(\boldsymbol{v}) \right] \cdots,
\dot{e}_{ij}^{k}(\boldsymbol{v}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_{i}^{k}}{\partial y_{j}} + \frac{\partial v_{j}^{k}}{\partial y_{i}} \right), \quad \dot{E}_{ij}^{k}(\boldsymbol{v}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_{i}^{k}}{\partial x_{j}} + \frac{\partial v_{j}^{k}}{\partial x_{i}} \right)$$
(3.6)

次に、式(3.3)、(3.4)、(3.6) を式(3.1) に代入し、 η について同じ次数の項を整理すると、以下の式が得られる。

$$\frac{1}{\eta^2} \int_{\Omega} \left(L_{ijkl} \dot{e}_{ij}^0 \left(\boldsymbol{v} \right) \frac{\partial \delta v_i}{\partial y_j} + \sigma_{mj} \frac{\partial v_i^0}{\partial y_m} \frac{\partial \delta v_i}{\partial y_j} \right) dV = 0$$
(3.7)

$$\frac{1}{\eta} \int_{\Omega} \left\{ L_{ijkl} \left[\left(\dot{E}_{kl}^{0} \left(\boldsymbol{v} \right) + \dot{e}_{kl}^{1} \left(\boldsymbol{v} \right) \right) \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial y_{j}} + \dot{e}_{kl}^{0} \left(\boldsymbol{v} \right) \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial x_{j}} \right] \right. \\
+ \sigma_{mj} \left[\left(\frac{\partial v_{i}^{0}}{\partial x_{m}} + \frac{\partial v_{i}^{1}}{\partial y_{m}} \right) \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial y_{j}} + \frac{\partial v_{i}^{0}}{\partial y_{m}} \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial x_{j}} \right] \right\} dV = 0$$
(3.8)

$$\int_{\Omega} \left\{ L_{ijkl} \left[\left(\dot{E}_{kl}^{0} \left(\boldsymbol{v} \right) + \dot{e}_{kl}^{1} \left(\boldsymbol{v} \right) \right) \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial x_{j}} + \left(\dot{E}_{kl}^{1} \left(\boldsymbol{v} \right) + \dot{e}_{kl}^{2} \left(\boldsymbol{v} \right) \right) \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial y_{j}} \right] + \sigma_{mj} \left[\left(\frac{\partial v_{i}^{0}}{\partial x_{m}} + \frac{\partial v_{i}^{1}}{\partial y_{m}} \right) \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial x_{j}} + \left(\frac{\partial v_{i}^{1}}{\partial x_{m}} + \frac{\partial v_{i}^{2}}{\partial y_{m}} \right) \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial y_{j}} \right] \right\} dV = \int_{S_{t}} \dot{P}_{i} \delta v_{i} dS$$
(3.9)

一方, Y-periodic 条件を満たす関数 $\Psi(y)$ に対して,

$$\lim_{\eta \to 0^{+}} \int_{\Omega} \Psi\left(\frac{\boldsymbol{x}}{\eta}\right) d\Omega \to \frac{1}{|Y|} \int_{\Omega} \int_{Y} \Psi\left(\boldsymbol{y}\right) dY d\Omega, \tag{3.10}$$

$$\lim_{\eta \to 0^{+}} \eta \int_{S} \Psi\left(\frac{\boldsymbol{x}}{\eta}\right) dS \to \frac{1}{|Y|} \int_{\Omega} \int_{S} \Psi\left(\boldsymbol{y}\right) dS d\Omega \tag{3.11}$$

が成立する $^{(62)}$. ここで、|Y| は微視領域の体積である.式(3.10) を用い、式(3.7) から次式が得られる.

$$\frac{1}{|Y|} \int_{\Omega} \left\{ \int_{Y} \left[-\frac{\partial}{\partial y_{j}} \left(L_{ijkl} \frac{\partial v_{k}^{0}}{\partial y_{l}} + \sigma_{mj} \frac{\partial v_{i}^{0}}{\partial y_{m}} \right) \right] \delta v_{i} dY + \int_{S} \left(L_{ijkl} \frac{\partial v_{k}^{0}}{\partial y_{l}} + \sigma_{mj} \frac{\partial v_{i}^{0}}{\partial y_{m}} \right) n_{j} \delta v_{i} dS \right\} d\Omega = 0$$
(3.12)

 δv_i が任意であるため、式 (3.12) から次式が得られる.

$$-\frac{\partial}{\partial y_j} \left(L_{ijkl} \frac{\partial v_k^0}{\partial y_l} + \sigma_{mj} \frac{\partial v_i^0}{\partial y_m} \right) = 0$$
 (3.13)

$$\left(L_{ijkl}\frac{\partial v_k^0}{\partial y_l} + \sigma_{mj}\frac{\partial v_i^0}{\partial y_m}\right)n_j = 0$$
(3.14)

Guedes ら (62) の命題 1 に基づき、式 (3.13)、(3.14) から、次式を得る.

$$\boldsymbol{v}^0 = \boldsymbol{v}^0(\boldsymbol{x}) \tag{3.15}$$

式 (3.15) より,変位速度の漸近展開式 (3.4) の第一項 v^0 は巨視的な座標系 x にのみ依存することが分かる.次に,式 (3.8) に対し,式 (3.10),(3.11) を用いると,次式を得る.

$$\int_{Y} (L_{ijkl} + \sigma_{lj}\delta_{ik}) \frac{\partial v_k^1}{\partial y_l} \frac{\partial \delta v_i}{\partial y_j} dY = -\int_{Y} (L_{ijkl} + \sigma_{lj}\delta_{ik}) \frac{\partial v_k^0}{\partial x_l} \frac{\partial \delta v_i}{\partial y_j} dY$$
(3.16)

式 (3.16) は v^0 に対して線形であるので、 v^1 と $\dot{\boldsymbol{E}}^0$ は次式に示す関係が存在する $^{(62)}$.

$$\boldsymbol{v}^1 = \boldsymbol{\chi} \dot{\boldsymbol{E}}^0(\boldsymbol{v}) \tag{3.17}$$

ただし、 χ は特性変位関数と呼ばれる Y-periodic を満足する関数で、それぞれは下記の式の解である.

$$\int_{y} \left[L_{ijpm} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \chi_{p}^{kl}}{\partial y_{m}} + \frac{\partial \chi_{m}^{kl}}{\partial y_{p}} \right) + \sigma_{mj} \delta_{pi} \frac{\partial \chi_{p}^{kl}}{\partial y_{m}} \right] \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial y_{j}} dY = \int_{Y} \left(L_{ijkl} + \sigma_{lj} \delta_{ki} \right) \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial y_{j}} dY \tag{3.18}$$

さらに、式 (3.10) において、可容変位速度 δv は任意に選ぶことができるので、 $\delta v = \delta v(x)$ とし、式 (3.17) を用いることにより、次式が得られる.

$$\int_{\Omega} \left[L_{ijkl}^{H} \dot{E}_{kl}^{0} \left(\boldsymbol{v} \right) + \tau_{ijkl}^{H} \frac{\partial v_{k}^{0}}{\partial x_{l}} \right] \frac{\partial \delta v_{i}}{\partial x_{j}} d\Omega = \int_{S_{t}} \dot{P}_{i} \delta v_{i} dS,$$

$$L_{ijkl}^{H} = \frac{1}{|Y|} \int_{Y} \left[L_{ijkl} - L_{ijpq} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \chi_{p}^{kl}}{\partial y_{q}} + \frac{\partial \chi_{q}^{kl}}{\partial y_{p}} \right) \right] dY,$$

$$\tau_{ijkl}^{H} = \frac{1}{|Y|} \int_{Y} \left(\sigma_{lj} \delta_{ki} - \sigma_{mj} \frac{\partial \chi_{i}^{kl}}{\partial y_{m}} \right) dY$$
(3.19)

以上から、微視構造について解くべき特性変位関数 χ は、微視構造の形態と材料定数のみに依存し、全体構造のひずみ、応力などから独立して求解されることが分かる。 一方、全体構造について解くべき巨視的平衡方程式 (3.19) は均質化された巨視的特性量などが特性変位関数より求められるため、微視構造と独立して求解することが可能となる。

3.2 有限要素均質化方程式

本節では、漸近展開均質化法の適用により得られた微視的関係式 (3.18) 及び巨視的 平衡式 (3.19) を有限要素法により近似表示する.

まず,前節にて導出した微視的関係式(3.18)のマトリックス表記を以下に示す.

$$\int_{Y} \left(\delta \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{T} \boldsymbol{L} \boldsymbol{\chi}_{,y} + \delta \boldsymbol{q}^{T} \boldsymbol{Q} \boldsymbol{\chi}_{,y(q)} \right) dY = \int_{Y} \left(\delta \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{T} \boldsymbol{L} + \delta \boldsymbol{q}^{T} \boldsymbol{Q} \boldsymbol{R} \right) dY$$
(3.20)

ここでL = D' - Fである. 各マトリックスは次のように表せる.

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \left(\begin{array}{cccc} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{33} & 2\varepsilon_{12} & 2\varepsilon_{23} & 2\varepsilon_{31} \end{array}\right)^{T}, \quad \boldsymbol{\chi}_{,y} = \left(\begin{array}{cccc} \boldsymbol{\chi}_{,y}^{11} & \boldsymbol{\chi}_{,y}^{22} & \boldsymbol{\chi}_{,y}^{33} & \boldsymbol{\chi}_{,y}^{12} & \boldsymbol{\chi}_{,y}^{23} & \boldsymbol{\chi}_{,y}^{31} \end{array}\right),$$

$$\boldsymbol{\chi}_{,y}^{ij} = \left(\begin{array}{ccc} \chi_{(11)}^{ij} & \chi_{(22)}^{ij} & \chi_{(33)}^{ij} & \chi_{(12)}^{ij} & \chi_{(23)}^{ij} & \chi_{(31)}^{ij} \end{array}\right)^{T}, \quad \chi_{(ij)}^{kl} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \chi_{i}^{kl}}{\partial y_{j}} + \frac{\partial \chi_{j}^{kl}}{\partial y_{i}}\right),$$

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} v_{1,1} & v_{2,2} & v_{3,3} & v_{1,2} & v_{1,3} & v_{2,1} & v_{2,3} & v_{3,1} & v_{3,2} \end{pmatrix}^T$$

$$\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & \sigma_{yy} & 0 & 0 & 0 & \sigma_{yx} & \sigma_{yz} & 0 & 0 \\ & & \sigma_{zz} & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{zx} & \sigma_{zy} \\ & & & \sigma_{zz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & \sigma_{zz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & \sigma_{zz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & \sigma_{zz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & \sigma_{zz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & \sigma_{zz} & \sigma_{zz} & 0 & 0 & 0 \\ & & & \sigma_{zz} & \sigma_{xy} & \sigma_{zy} \\ & & & & \sigma_{yy} \end{bmatrix},$$

$$m{\chi}_{,y(q)} = \left(egin{array}{cccc} m{\chi}_{,y(q)}^{11} & m{\chi}_{,y(q)}^{22} & m{\chi}_{,y(q)}^{33} & m{\chi}_{,y(q)}^{12} & m{\chi}_{,y(q)}^{23} & m{\chi}_{,y(q)}^{31} \end{array}
ight),$$

$$\boldsymbol{v} = \left(\begin{array}{ccc} v_1 & v_2 & v_3 \end{array}\right)^T,$$

$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} 2\sigma_{xx} & 0 & 0 & \sigma_{xy} & 0 & \sigma_{xz} \\ 2\sigma_{yy} & 0 & \sigma_{xy} & \sigma_{zy} & 0 \\ & 2\sigma_{zz} & 0 & \sigma_{zy} & \sigma_{zx} \\ & & (\sigma_{xx} + \sigma_{yy})/2 & \sigma_{zx}/2 & \sigma_{zy}/2 \\ sym. & & (\sigma_{zz} + \sigma_{yy})/2 & \sigma_{xy}/2 \\ & & & (\sigma_{xx} + \sigma_{zz})/2 \end{bmatrix}.$$

さらに、要素内の任意の点における変位速度v及び特性変位関数 χ をそれぞれ、要素の節点の変位速度d及び特性変位 $\chi_{(d)}$ と形状関数 Ψ との線形結合によって、次のように表示する。形状関数 Ψ の具体形について、[付録 B]を参照されたい。

$$oldsymbol{v} = oldsymbol{\Psi} \dot{oldsymbol{d}}, \; \dot{oldsymbol{d}} = \left(egin{array}{ccc} \dot{oldsymbol{d}}_1^T & \dot{oldsymbol{d}}_2^T & \cdots & \dot{oldsymbol{d}}_N^T \end{array}
ight)^T, \; \dot{oldsymbol{d}}_N^T = \left(egin{array}{ccc} \dot{d}_{N_1} & \dot{d}_{N_2} & \dot{d}_{N_3} \end{array}
ight),$$

$$m{\chi} = m{\Psi} m{\chi}_{(d)}, \; m{\chi} = \left(egin{array}{cccc} m{\chi}^{11} & m{\chi}^{22} & m{\chi}^{33} & m{\chi}^{12} & m{\chi}^{23} & m{\chi}^{31} \end{array}
ight), \; m{\chi}^{ij} = \left(egin{array}{cccc} \chi_1^{ij} & \chi_2^{ij} & \chi_3^{ij} \end{array}
ight),$$

$$m{\chi}_{(d)} = \left(m{\chi}_{(d)}^{11} \ m{\chi}_{(d)}^{22} \ m{\chi}_{(d)}^{33} \ m{\chi}_{(d)}^{12} \ m{\chi}_{(d)}^{23} \ m{\chi}_{(d)}^{31}
ight), \ m{\chi}_{(d)}^{ij} = \left(m{\chi}_{(d)1}^{ij} \ m{\chi}_{(d)2}^{ij}^T \ \cdots \ m{\chi}_{(d)N}^{ij}^T
ight)^T,$$

$$\boldsymbol{\chi}_{(d)N}^{ij}^{T} = \left(\begin{array}{cc} \chi_{(d)N_1}^{ij} & \chi_{(d)N_2}^{ij} & \chi_{(d)N_3}^{ij} \end{array}\right).$$

ここで、 $\dot{\boldsymbol{d}}_{N}^{T}$ 、 $\chi_{(d)N}^{ij}$ はそれぞれ、要素内 N 番節点の変位速度成分、特性変位成分である。また、要素内のひずみ速度 $\dot{\boldsymbol{e}}$ 、変位速度勾配 \boldsymbol{q} 、特性変位の偏微分 $\chi_{,y}$ は節点変位速度 \boldsymbol{d} 及び特性変位 χ を用いてそれぞれ次のように表すことができる。

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \boldsymbol{B}\dot{\boldsymbol{d}}, \ \boldsymbol{q} = \boldsymbol{E}\dot{\boldsymbol{d}}, \ \boldsymbol{\chi}_{.u} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{\chi}_{(d)}, \ \boldsymbol{\chi}_{.u(q)} = \boldsymbol{E}\boldsymbol{\chi}_{(d)}$$
(3.21)

ここで、B, E は形状関数 Ψ を用いて表されるマトリックスであるが、その具体形については [付録 B] を参照されたい.式 (3.21) を式 (3.20) に代入することにより、微視構造における一つの要素に対する微視的方程式が得られ、次のようになる.

$$\delta \dot{\boldsymbol{d}}^{T} \left[\int_{Y} \left(\boldsymbol{B}^{T} \boldsymbol{L} \boldsymbol{B} \boldsymbol{\chi}_{(d)} + \boldsymbol{E}^{T} \boldsymbol{Q} \boldsymbol{E} \boldsymbol{\chi}_{(d)} \right) dY - \int_{Y} \left(\boldsymbol{B}^{T} \boldsymbol{L} + \boldsymbol{E}^{T} \boldsymbol{Q} \boldsymbol{R} \right) dY \right] = 0 \quad (3.22)$$

このとき、任意の $\delta \dot{a}$ に対し式(3.22)が成立するためには、次式が常に成立しなければならない。

$$\left[\int_{Y} (\mathbf{B}^{T} \mathbf{L} \mathbf{B} + \mathbf{E}^{T} \mathbf{Q} \mathbf{E}) dY\right] \boldsymbol{\chi}_{(d)} = \int_{Y} (\mathbf{B}^{T} \mathbf{L} + \mathbf{E}^{T} \mathbf{Q} \mathbf{R}) dY$$
(3.23)

つづいて,巨視的平衡式に移る.次式に巨視的平衡式 (3.19) のマトリックス表示式を示す.

$$\int_{\Omega} \left(\delta \boldsymbol{\varepsilon}^{T} \boldsymbol{L}^{H} \boldsymbol{\varepsilon} + \delta \boldsymbol{q}^{T} \boldsymbol{\tau}^{H} \boldsymbol{q} \right) dV = \int_{S_{t}} \delta \boldsymbol{v}^{T} \dot{\boldsymbol{P}} dS,$$

$$\boldsymbol{L}^{H} = \frac{1}{|Y|} \int_{Y} \left(\boldsymbol{L} - \boldsymbol{L} \boldsymbol{\chi}_{,y} \right) dV,$$

$$\boldsymbol{\tau}^{H} = \frac{1}{|Y|} \int_{Y} \left(\boldsymbol{Q} - \boldsymbol{Q} \boldsymbol{\chi}_{,y(g)} \right) dV$$
(3.24)

ここで、 $\dot{m{P}}$ 、 $m{\chi}_{,y(g)}$ の具体形を以下に示す.

$$\dot{\boldsymbol{P}} = \left(\begin{array}{ccc} \dot{P}_1 & \dot{P}_2 & \dot{P}_3 \end{array} \right)^T,$$

 $m{\chi}_{,y(g)} = \left(m{\chi}_{,y(q)}^{11} \ m{\chi}_{,y(q)}^{22} \ m{\chi}_{,y(q)}^{33} \ m{\chi}_{,y(q)}^{12} \ m{\chi}_{,y(q)}^{13} \ m{\chi}_{,y(q)}^{21} \ m{\chi}_{,y(q)}^{23} \ m{\chi}_{,y(q)}^{31} \ m{\chi}_{,y(q)}^{32}
ight)$ また、 $m{\chi}_{,y(q)}$ は節点の特性変位 $m{\chi}_{(d)q}$ を用いて、次式で表せる.

$$m{\chi}_{,y(g)} = m{E}m{\chi}_{(d)g}, \; m{\chi}_{(d)g} = \left(egin{array}{cccc} m{\chi}_{(d)}^{11} & m{\chi}_{(d)}^{22} & m{\chi}_{(d)}^{33} & m{\chi}_{(d)}^{12} & m{\chi}_{(d)}^{13} & m{\chi}_{(d)}^{21} & m{\chi}_{(d)}^{23} & m{\chi}_{(d)}^{31} & m{\chi}_{(d)}^{32} \end{array}
ight)$$

次に、巨視的平衡式 (3.24) に式 (3.21) を代入することにより、全体構造における一つの要素に対する巨視的平衡式が得られ、次のようになる.

$$\delta \dot{\boldsymbol{d}}^{T} \left[\int_{Y} \left(\boldsymbol{B}^{T} \boldsymbol{L}^{H} \boldsymbol{B} + \boldsymbol{E}^{T} \boldsymbol{\tau}^{H} \boldsymbol{E} \right) dV \dot{\boldsymbol{d}} - \int_{S_{t}} \boldsymbol{\Psi}^{T} \dot{\boldsymbol{P}} dS \right] = 0,$$

$$\boldsymbol{L}^{H} = \frac{1}{|Y|} \int_{Y} \left(\boldsymbol{L} - \boldsymbol{L} \boldsymbol{B} \boldsymbol{\chi}_{(d)} \right) dV,$$

$$\boldsymbol{\tau}^{H} = \frac{1}{|Y|} \int_{Y} \left(\boldsymbol{Q} - \boldsymbol{Q} \boldsymbol{E} \boldsymbol{\chi}_{(d)g} \right) dV$$
(3.25)

このとき、式 (3.25) が任意の δd に対して成立するには、次式が常に成立する必要がある.

$$K\dot{d} = f_t,$$

$$K = \int_{\Omega} (B^T L^H B + E^T \tau^H E) dV,$$

$$f_t = \int_{S_t} \Psi^T \dot{P} dS$$
(3.26)

この式は要素の剛性方程式を表している.これを各要素について求め、全ての節点について重ね合わせると全体の構造剛性方程式を得ることができる.得られた構造剛性方程式に境界条件を導入し、未知節点変位速度と未知節点力速度を決定する.それらからひずみ速度や応力速度などの各量が求められる.

第4章

多粒子モデルによるシリカ充填ゴム の力学特性評価

本章では、図1.1 に示すようなシリカ粒子分散構造の力学応答を均質化法を用いて解析するが、周囲のゴム相及びシリカ粒子の界面に存在するゲル相は、それぞれの内部の絡み点の不均一分布によって力学特性が変化することが報告されている(6). そこで、まずゴム単相及びゲル単相それぞれの変形応答について、均質化法を用いて絡み点を不均一分散させた系の応答評価を行い、その結果を2章で示したモデル(図2.3)にパラメータフィッティングすることで平均化して考慮する. 上のスケールであるシリカ充填ゴム内部のランダムな粒子分散形態の均質化モデルでは、この平均化した構成式を導入する.

4.1 解析モデル

ゴム材に硫黄などの架橋剤を添加しゴム材を硫黄架橋した場合,図 4.1 に模式的に示すように,系内部に架橋点の多い(架橋点間のセグメント数 N が小さい)領域と少ない(セグメント数 N が大きい)領域が不均一に存在し,その大きさも場所によって大きく異なることが最近の実験的な研究により分かっている $^{(6)}$. このような硫黄架橋によるゴム内部の分子鎖の絡み点の不均一性に関して,その分布形態を観察する研究 $^{(7)}$ が進められているが,実際のゴム内部における「セグメント数」の分布の詳細は明らかにされていない.そのため非晶性高分子材料での検討 $^{(63)}$ にならい,図 4.2 に示すようにゴム単相,ゲル単相での解析を,均質化法における微視領域において格子メッ

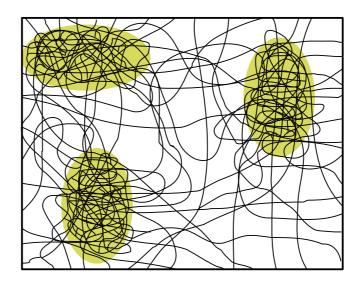


Fig.4.1 Schematic view of heterogeneous distribution of molecular chain⁽⁶⁾.

シュで区切り,各メッシュのセグメント数Nをランダムに変化させてその応答を均質化法により評価する.セグメント数の分布は図4.3に示すように(a) 正規分布,(b) ダブルピーク型分布とする.

4.1.1 ゴム相及びゲル相単相の絡み点不均一性に関する均質化法解析

図 4.3 において横軸は架橋点間の分子鎖セグメント数 N,縦軸はユニットセル内でそのセグメント数を割り振った要素数 M である。ユニットセル内の平均初期セグメント数 $N_0 = \Sigma N/\Sigma M$ はゴム相及びゲル相それぞれで定めるものとし,その N_0 に基づいて分散範囲を $0.75N_0$ から $1.25N_0$ としたものを ND1 および DP1, $0.50N_0$ から $1.50N_0$ としたものを ND2 および DP2, $0.25N_0$ から $1.75N_0$ としたものを ND3 および DP3 としている。このようなセグメント数 N の不均一分布に従い,ゴム相及びゲル相単相のユニットセルの要素に異なる初期セグメント数 N をランダムに割り当てたものを解析対象とする。

ただし、これまでの検討で最も不均一性の影響が大きくなったダブルピーク型分布 DP3 の応答をスケールアップモデルとして採用したので以降では DP3 の条件のみ記述 する. ゴムマトリクス相の平均初期セグメント数は N_0 =12.0、ゲル相の平均初期セグメント数は N_0 =8.0 として図 4.3 に示したようにユニットセル内にセグメント数をランダムに割り振り、このユニットセルが周期的に繰り返されるゴム相及びゲル相単相の

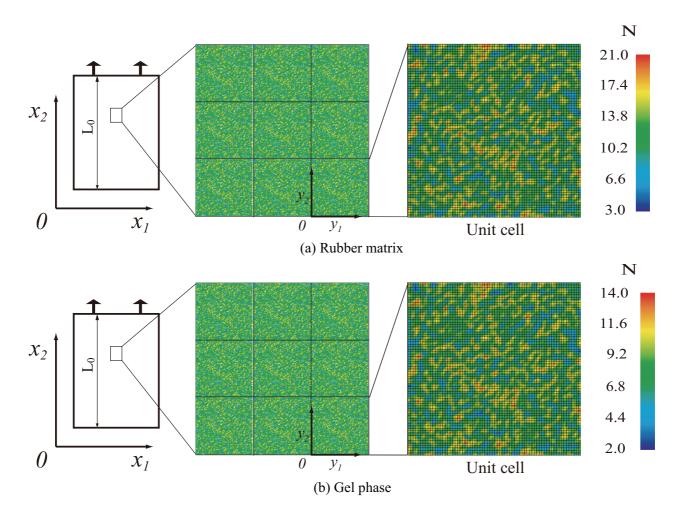


Fig. 4.2 Simulation model for non-uniform distribution of segment number N.

応答を、平面ひずみ状態、ひずみ速度 $\epsilon=10^{-1}$ 、最大引張り時のストレッチを $\lambda_2=4.0$ として 1 サイクルの変形挙動を解析した.温度は変形過程を通して一定で T=296 [K] とし、各相の物理・化学架橋点の重み関数はどちらも w=0.35 とした.その他の材料定数は表 4.1 に示す通りである.各要素ごとに割り振られた初期セグメント数 N の値によって C^R_{α} , C^R_{β} , C^R_{β} の値は変化するため表 4.1 に示すのはユニットセル全体で平均した値である.また、これらの平均値をパラメータとする絡み点分布の均一なゴム相・ゲル相の解析 (均質化法を用いないものと同等) との比較を行う.

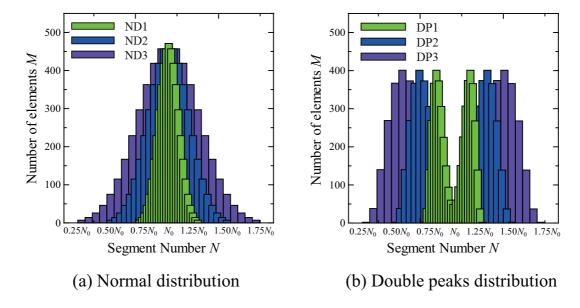


Fig.4.3 Distribution pattern of segment number ((a)normal distribution,(b)double peaks distribution).

Table 4.1 Average parameters in heterogeneous distribution of segment number in Fig.4.2.

Rubber matrix								
$C_{\alpha}^{R}(=n_{\alpha}k_{B}T)$	$C_{\beta}^{R} = (n_{\beta}k_{B}T)$	$C_B^R (= n_B k_B T)$	N_{α}	N_{eta}	N_B			
0.275	0.40	0.50	12.0	12.0	12.0			
C_1^{γ}	C_2^{γ}	m^{γ}	C_1^D	C_2^D	m^D			
3.0×10^{2}	-0.50	6.4	3.0×10^{3}	-0.50	4.8			
Gel phase								
$C_{\alpha}^{R} (= n_{\alpha} k_{B} T)$	$C_{\beta}^{R} = (n_{\beta}k_{B}T)$	$C_B^R (= n_B k_B T)$	N_{α}	N_{eta}	N_B			
0.405	0.599	0.758	8.0	8.0	8.0			
C_1^{γ}	C_2^{γ}	m^{γ}	C_1^D	C_2^D	m^D			
2.5×10^{2}	-0.50	6.4	2.5×10^3	-0.50	4.8			

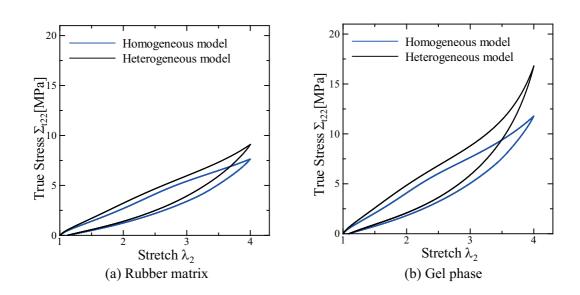


Fig.4.4 True stress-stretch relations (a)rubber matrix, (b)gel phase.

図 4.4(a) にゴム相, (b) にゲル相単相の解析結果の真応力-ストレッチ関係を,絡み点の不均一性を考慮した場合と均一のそれを比較して示す.ゴム相,ゲル相ともに絡み点に不均一分布を導入すると負荷変形開始直後から応力が上昇している.これはユニットセル内において割り振られたセグメント数が小さい要素 (硬い要素)では変形が起こりにくく,それを補うようにセグメント数が大きい要素 (軟らかい要素) に変形が

集中する、という現象がゴムの内部で発現することに起因する.この現象はシリカ粒子等のゴムよりも剛性の非常に大きいものを充填した時と同じ現象であり、変形が集中する剛性の小さい部分において応力が非常に高くなり、配向硬化を引き起こすというものである.この効果が絡み点不均一分布の導入により得られたため、図 4.4 に示すように応力が上昇したと考えられる.

Table 4.2 Parameters for constitutive equations Fig4.5 (a)rubber matrix, (b)gel phase fitted to the homogenized FEM results of Fig.4.2.

Rubber matrix								
$C_{\alpha}^{R} (= n_{\alpha} k_{B} T)$	$C_{\beta}^{R} = (n_{\beta}k_{B}T)$	$C_B^R (= n_B k_B T)$	N_{α}	N_{eta}	N_B			
0.324	0.479	0.606	10.0	10.0	10.0			
C_1^{γ}	C_2^{γ}	m^{γ}	C_1^D	C_2^D	m^D			
6.0×10^{2}	-0.50	6.4	6.0×10^{3}	-0.50	4.8			
Gel phase								
$C_{\alpha}^{R} (= n_{\alpha} k_{B} T)$	$C_{\beta}^{R} = (n_{\beta}k_{B}T)$	$C_B^R (= n_B k_B T)$	N_{α}	N_{eta}	N_B			
0.463	0.685	0.886	7.0	7.0	7.0			
C_1^{γ}	C_2^{γ}	m^{γ}	C_1^D	C_2^D	m^D			
8.0×10^{2}	-0.50	6.4	8.0×10^{3}	-0.50	4.8			

この不均一分布による効果を均一なゴム相・ゲル相の構成式に加味するため、ゴム相、ゲル相ともにひずみ速度を $\dot{\epsilon}=10^{-1}$ 、 $\dot{\epsilon}=10^{-5}$,最大引張り時のストレッチを $\lambda_2=2.0$,3.0,4.0 と変化させた時の真応力-ストレッチ関係を均質化法により求め、パラメータフィッティングを行った。図 4.5 にゴム相、図 4.6 にゲル相の各ひずみ速度における真応力-ストレッチ関係をそれぞれ示す。フィッティングにより得られたパラメータを表4.2 に示す。

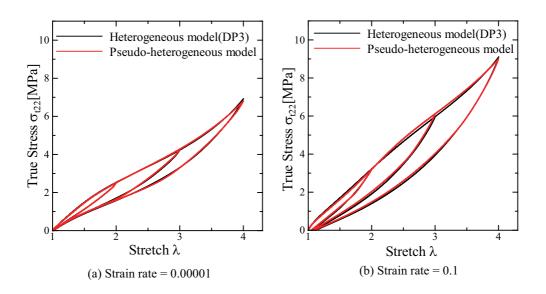


Fig.4.5 True stress-stretch relations of rubber matrix by simulation.

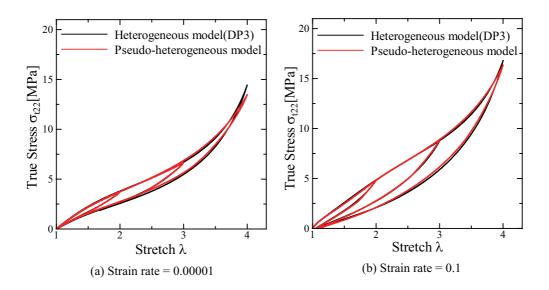


Fig.4.6 True stress-stretch relations of gel phase by simulation.

4.1.2 シリカ粒子分散構造の均質化法モデル

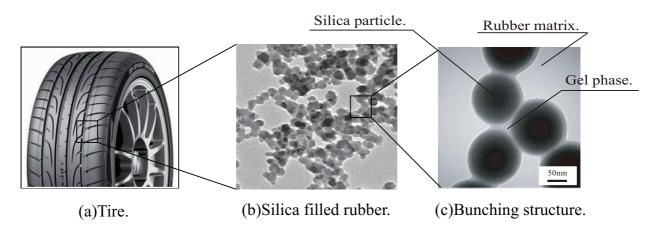


Fig.4.7 Structure of silica filled-rubber⁽⁴⁾.

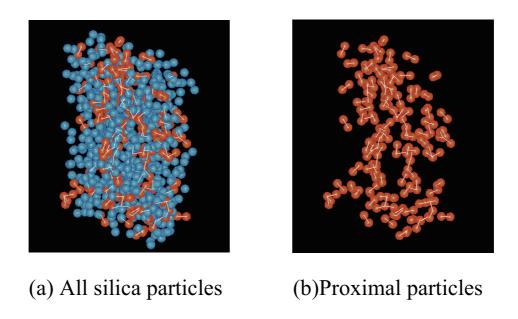


Fig.4.8 Distribution of silica particles Red colored particles are proximal particles with distance of smaller than $20 \text{nm}^{(5)}$.

シリカ充填ゴムは図 4.7(b) に示すようにシリカ粒子をランダムに分散した状態で含有しており、さらに拡大すると (c) に示すようにシリカ粒子がゲル相を介して数珠繋ぎ状に連結していることが観察されている ⁽⁴⁾. また図 4.8(a) はシリカ充填ゴム内部のシリカ粒子にのみ色を付けて 3 次元的に可視化したものであり、粒子間距離が 20nm 以

下の接近粒子を赤、それ以外の粒子を青で色付けしている⁽⁵⁾. そして赤で示す接近粒子のみを抽出したものを図 4.8(b) に示す. この図からもシリカ粒子がランダムに分散している状態が確認出来、また粒子間距離が非常に近いもの、つまり図 4.7(c) のようにゲル相を介して粒子が連結しているような部分も多数存在していることが示唆されている. そこで本章では平面ひずみ条件下においてランダムな粒子分散形態で、かつゲル相を介して数珠繋ぎ状に粒子が連結する構造を有する均質化有限要素解析の対象とする.

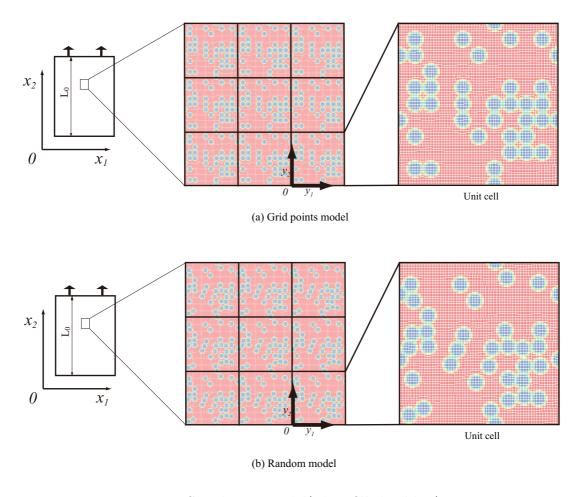


Fig.4.9 Simulation model(silica filled-rubber).

図 4.9 に解析モデルの例を示す.青で着色した部分がシリカ粒子,粒子周りの黄緑がゲル相,それ以外の赤がゴムマトリクス相である.シリカ,ゴム,ゲル相はボクセル要素毎に決めており,平面ひずみ条件下で y_1 , y_2 方向にそれぞれ 100 分割のボクセル分割を行っている.シリカ粒子の直径は全て同じとし,検討する物性としてシリカ

粒子の数と含有率,ゲル相の厚さ等を変えた解析を行う.シリカ粒子中心の配置はユニットセル内のボクセル分割により出来た格子点上 (ユニットセル境界部分含む) からランダムに選択して配置するが,(a) シリカ粒子の並びが y_1 , y_2 方向に常に平行となるように,ボクセルメッシュより大きいグリッド上に配置した規則格子モデル,(b) 規則格子モデルからさらに乱数を用いて粒子を偏心させたランダムモデル,の 2 種類を考慮した.粒子数は 36 個,粒子含有率は 20%,ゲル相厚さはユニットセル内のゲル相割合が 8.8%となるように設定した.

解析には、周期的微視構造を有する材料全体を表現する座標系 x_i と微視構造を表現する座標系 y_i の二変数を用い、変位を漸近展開する均質化理論 $^{(62)}$ に基づき定式化した有限要素法 $^{(59)}$ を用いる。本研究で直接用いる均質化理論、並びに、有限要素方程式の具体形、計算手順の詳細については 3 章及び文献 [5,15] を参照されたい。

巨視的に一様な単軸変形を与えるものとして,巨視座標系の x_2 方向に $\dot{u}=100$ [mm/min] の一定な変形速度で,最大伸びが $\lambda_2=1.5$ になるまで引張変形を与えた後除荷を行い,1 サイクルの変形挙動を解析する.ゴムの非圧縮性を満足させるためのペナルティ定数は $\dot{p}=50$ とする.シリカ粒子の剛性は,ゴム材の剛性に比べて十分大きいと考え,ゴムマトリクス部とゲル相の計算の安定性と結果にほとんど影響を与えない値として,縦弾性係数E=100[MPa],ポアソン比 $\nu=0.3$ とした.材料の温度はゴム相,ゲル相単相の解析と同様,変形過程を通して一定でT=296[K] とした.

本モデルについて、次節にてモデルの評価精度についてユニットセルの等方性や解像度の角度から議論し、次々節にて本モデルを用いたシリカ充填ゴムの力学特性評価を行う.

4.2 解析モデルの検証

本節では4.1.2で示したシリカ充填ゴムの解析モデルについて、ユニットセルの等方性、解像度の影響を調べ、シリカ充填ゴムの力学特性評価の精度について検討する.

4.2.1 モデルの等方性

実際のシリカ充填ゴムはランダムな粒子配置を呈しているが、引張り方向による変形応答の違いというものはなく、概ね等方性が満たされている材料と考えられる. そこで本モデルにおいても実際のゴムと同様に等方性が満たされているか否かを図 4.9 の各モデルにおいて検証する.

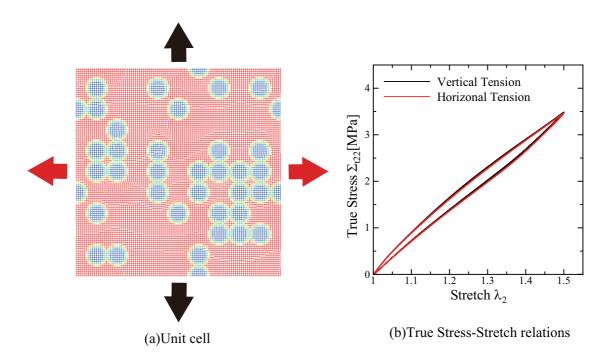


Fig.4.10 (a)Unit cell model and (b)true stress-stretch relations of vertical tension and horizonal tension by grid points model.

始めに規則格子モデル (図 4.10(a)) に矢印で示す方向に引張りを与えた場合の真応力ストレッチ関係を図 4.10(b) に示す。両者はほとんど一致していることから,図 4.9(a)の規則格子モデルの応答は等方性を満たしている。

同様にランダムモデル (図 4.11(a)) に矢印で示す方向に引張りを与えた場合の真応

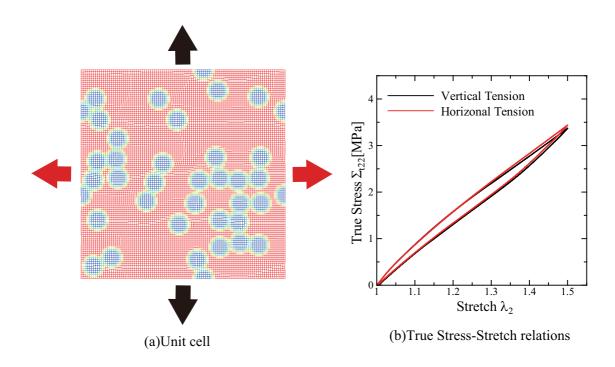


Fig.4.11 (a)Unit cell model and (b)true stress-stretch relations of vertical tension and horizonal tension by random model.

カ-ストレッチ関係を図 4.11(b) に示す. 規則格子モデルと比べるとわずかに方向による差を生じているが, ほとんど一致していることから, 図 4.9(b) のランダムモデルも概ね等方性を満たしている.

4.2.2 解像度の検証

有限要素法は、本来連続であり細分化は無限 (=原子1個1個に至るまで) である物質を、有限の要素で近似的に代表させることで物質に生じる変位や応力などを数値計算によって評価する方法であり、要素数が多いほど、より精度の高い評価が出来るものとされている。そこで本節では図 4.10(a) の規則格子モデルについて、要素分割数が y_1 、 y_2 方向にそれぞれ 100 分割、つまり crossed triangles 要素で 10000 要素のものと、粒子の配置、直径、含有率は同じで分割数のみ 2 倍の 200 分割、crossed triangles 要素で 40000 要素のモデルによる解析結果を比較することによりモデルの解像度を検討する.

図 4.12(a) に分割数 100, (b) に分割数 200 のユニットセルを, (c) に真応力-ストレッチ関係を示す。全体的な応答は概ね一致しているものの、分割数 200 モデルによる結

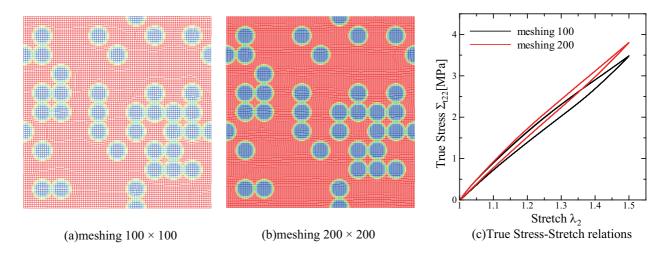


Fig.4.12 Comparison of true stress-stretch relations by (a) meshing 100×100 and (b) meshing 200×200 .

果の方が負荷時,除荷時ともに高い応力を示しており,1 サイクルのヒステリシスループが上にシフトしている.この要因に関して最大引張り時 ($\lambda_2=1.5$) における分子鎖ストレッチ λ_c の分布及び引張り方向の応力 σ_{22} の分布から考察する.

図 4.13 に最大引張り時における分子鎖ストレッチ λ_c の分布を,図 4.14 に引張り方向の応力 σ_{22} の分布をそれぞれ示す。 λ_c の分布について,(a)(b) どちらのモデルにおいても粒子が密集している部分に変形が集中している傾向が見られ,粒子の不均一分散による内部応力状態には劇的な変化はない。しかしながら,ユニットセル中央の粒子がゲル相を介して連結している部分や,ユニットセル右端の粒子付近に着目すると,分割数 200 のモデルの方が局所的な変形をよくとらえており,それにより λ_c が大きくなっていることがわかる。それに対応して σ_{22} が著しく大きくなっている部分があることがわかる。このことから分割数の大きいモデルの方が変形集中部の λ_c 及び σ_{22} を表現し,それが図 4.12(c) の真応力-ストレッチ関係に現れたものと考える。

図 4.15 に有限要素メッシュを各相ごとに色分けしたものを示し、特にユニットセル内の黒枠の部分を拡大して右に示す. 拡大図の粒子連結部のゲル相に着目すると、(a)の分割数 100 の場合はシリカ粒子を接続しているゲル相のメッシュが不足していることがわかる.

以上の結果から、巨視的な(平均化された)系の応答については分割数による違いは 小さいが、内部の粒子連結部における変形集中の精度はメッシュ数に依存することが わかった. しかしながら, 200×200の計算は計算機コストや数値計算上の安定性などの課題があるため, 以降ではシリカ充填ゴムの巨視的な力学特性は分割数の粗いモデルにおいて評価し, 粒子周りの変形集中部の変形の詳細は, 対象とする領域を小規模なセルでモデル化し直して検討することとする.

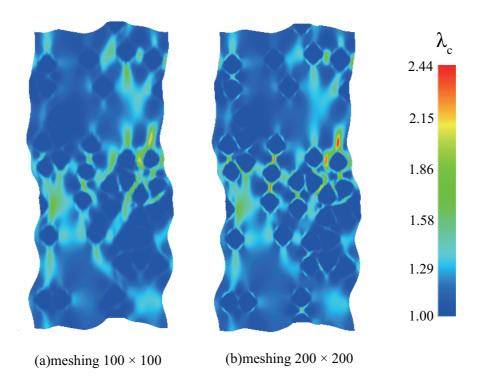


Fig.4.13 Distribution of chain stretch λ_c at the maximum system stretch of $\lambda_2=1.5$

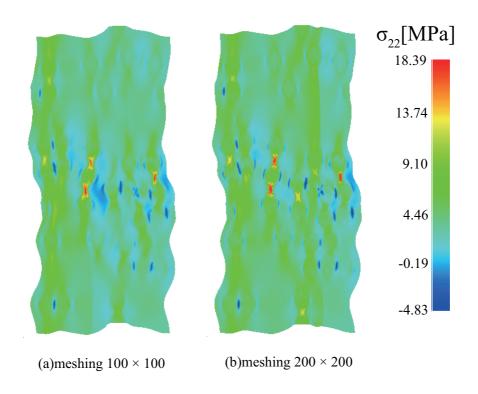
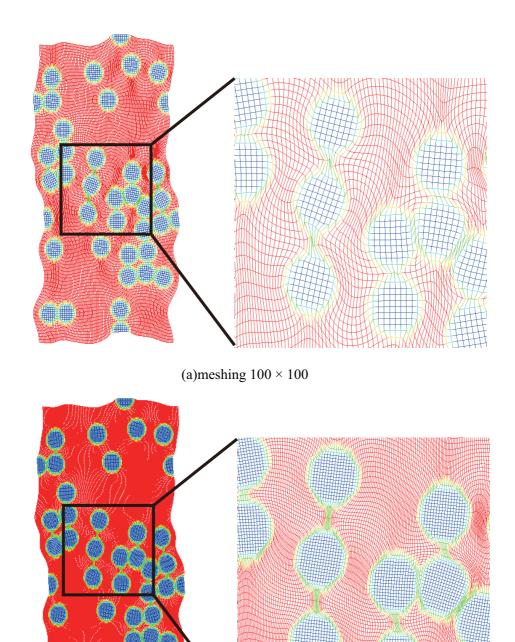


Fig.4.14 Distribution of tensile stress σ_{22} in the loading direction at the maximum system stretch of $\lambda_2=1.5$



(b)meshing 200×200

Fig.4.15 Deformed finite element mesh at the maximum system stretch of $\lambda_2=1.5$

4.3 シリカ充填ゴムの力学特性評価

前節における解析モデルについての検証結果から、分割数 100 で、等方性が満たされている規則格子モデルとランダムモデルのうち、より現実の粒子配置に近いランダムモデルを用いてシリカ充填ゴムの巨視的応答の評価を行う。本節では、最大引張り時 $(\lambda_2=1.5)$ における応答、また 1 サイクルの変形過程における応答を検討することによりシリカ充填ゴムの力学特性を評価する。

4.3.1 最大引張り時における応答

図 4.16(a) に真応力-ストレッチ関係を,最大引張り時について,(b) 有限要素メッシュ 図を各相ごとに色分けしたもの,(c) 分子鎖ストレッチ λ_c の分布,(d) 引張り方向応力 σ_{22} の分布を合わせて示す。(a) の真応力-ストレッチ関係より負荷から除荷に移行して も急激な応力の低下は見られず,ヒステリシスロスも小さい。

(c) の分子鎖ストレッチ λ_c 分布について,図 4.16(b) の (1) で示した部分のように周囲を剛性の高い粒子に囲まれた狭い領域では,ユニットセルの延伸に伴い非常に大きな変形が発生している.また図 4.16(b) の (2) で示したように引張り方向に並んだ粒子と粒子の間の部分でも,粒子と粒子を繋ぐように λ_c の値が大きいラインが確認出来る.逆に図 4.16(b) の (3) のように粒子が凝集しているところでは,構造の「凹み」部分はほとんど変形せず,その外側のゴム相に大きな変形が見られることから粒子のクラスターが 1 つの介在物のようにふるまっている.

次に (d) の引張り方向応力 σ_{22} 分布に着目すると、図において赤や黄色で示されている応力値が高い部分は、粒子を引張り方向に連結するゲル相部分である.この部分は図 4.16(c) の λ_c の分布では特筆するほど大きい値を示してはいない.これはゴム相に比べゲル相の配向硬化が、小さいストレッチにおいて発生することに起因する.また黄緑色の比較的大きな応力がセル上下を支持するように分布しているが(図 4.16(b) の (2) や (3) 付近)、これは λ_c が比較的大きいゴム相に対応している.さらに、青色はカラーバーに示したように引張り方向の応力が負となった部分の存在を示している.これは図 4.16(b) の (4) に示したように複数の粒子に囲まれたゴム相部分である.この部分では、引張りによって左側の粒子群が右側のそれに対して相対的に下に変位するが、この際に粒子間で σ_{22} 方向の圧縮を生じたものと考えられる.

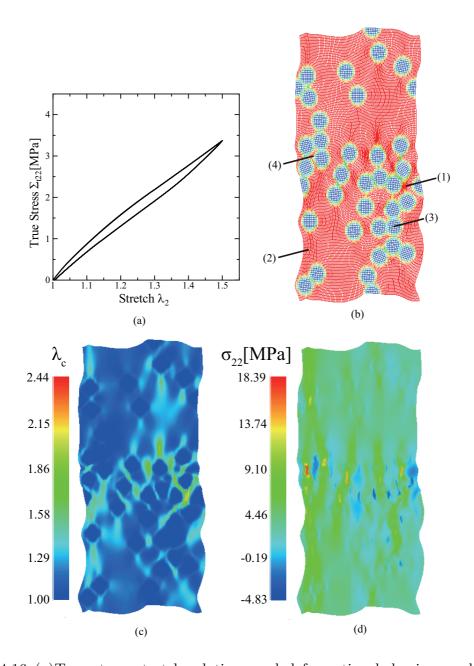


Fig.4.16 (a)True stress-stretch relations and deformation behaviors under 1 cycle loading with maximum stretch of $\lambda_2=1.5$,(b)Deformed finite element mesh, (c)distributions of chain stretch, (d)distribution of tensile stress.(random model)

4.3.2 1サイクルの変形過程における応答

図 4.17 に負荷 \rightarrow 除荷過程における分子鎖ストレッチ λ_c の分布の変化を,上側 (a) に負荷時,下側 (b) に同じストレッチの除荷時におけるものを並べて示す.なお,本

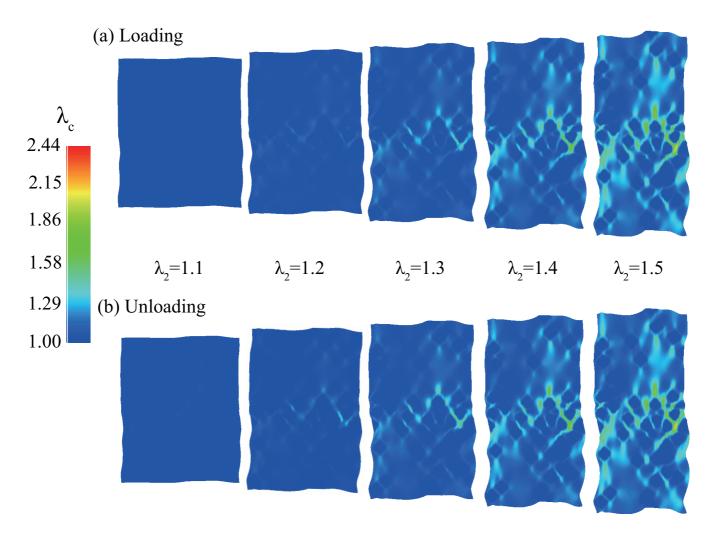


Fig.4.17 Change in distribution of chain stretch.(random model)

シミュレーションでは1サイクルの変形過程において最大引張り状態での保持時間を0としているため、 $\lambda_2=1.5$ における負荷時と除荷時の分布 (右端の上下の図) は全く同じ分布であることに注意されたい.一見すると負荷時と除荷時の λ_c の分布に差異は見られないが、 $\lambda_2=1.2$ や $\lambda_2=1.3$ の図からわかるように、粒子の集合体付近のゴム相など局所的に変形が集中していた部分においては、若干ではあるが除荷時の方が λ_c が大きい (コントラストが明確) であることがわかる.

次に図 4.18 に引張り方向応力 σ_{22} の分布の変化を,上側 (a) に負荷時,下側 (b) に除荷時のものを並べて示す.こちらも負荷と除荷で全く同じに見えるが,例えば $\lambda_2=1.2$ の図で比較すると,除荷時の方がコントラストがぼんやりしている.これは先の応力-ストレッチ関係で系の平均応力が負荷時より除荷時の方がわずかに小さいことに対応

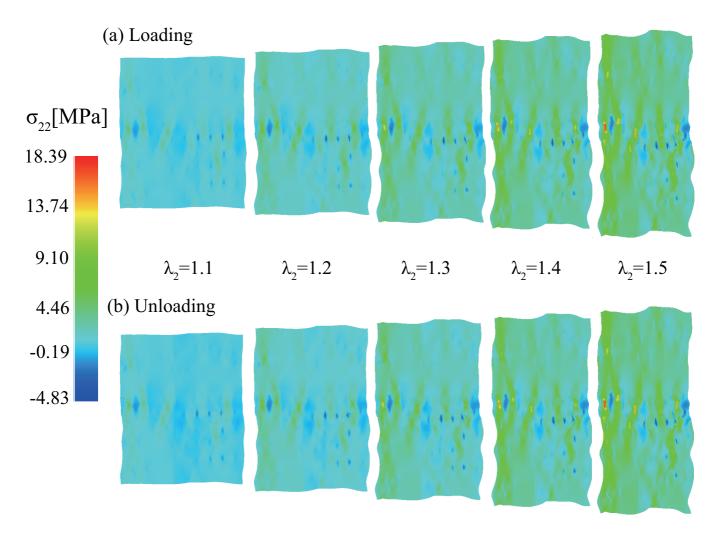


Fig.4.18 Change in distribution of tensile stress.(random model)

する. これは負荷変形時に発生する非アフィン変形により 1 分子鎖あたりのセグメント数 N が増加し、変形抵抗が減少したためである. これにより図 4.16(a) の真応力-ストレッチ関係においてヒステリシスロスが発生している.

以上の検討から、負荷過程において変形集中が見られるのは粒子周りのゴム相やゲル相であり、その顕著な応力上昇が系の巨視的な応答を支配していることがわかる.次章ではこの変形集中について小規模モデルによる詳細な検討を行う.

第5章

シリカ充填ゴムにおける変形集中機 構の検討

4章では多数のシリカ粒子をランダムに配置した、実際の内部構造を模擬した解析モデルによりシリカ充填ゴムの巨視的な応答の評価を行ったが、個々の粒子近傍での力学状態ならびに境界条件がシリカ粒子周りの変形集中で複雑となり、シリカ-ゲル相の変形集中の本質に迫ることが難しい。議論するためには、変形集中部の解像度を十分に上げる、かつ問題の切り分けのためにシンプルかつ極端な境界条件とした方が新たな知見を得られるものと考える。そこで本章では、ユニットセル内に2粒子のみ含有させた小規模なモデルにおいて、シリカ粒子の数珠繋ぎ構造による応答変化について議論する。

5.1 解析モデル

シリカ充填ゴム内部の粒子の数珠繋ぎ構造を構成する最小単位として、平面ひずみ条件下で2粒子が引張り方向に直鎖状に繋がったモデル(図 5.1(a))、及び、引張り方向に対して45°交互に傾いて繋がったモデル(図 5.1(b))を用いてシリカ充填ゴムの粒子周りの局所的な変形応答の評価を行う。

4章とは異なりユニットセル内のシリカ粒子含有率は30%, ゲル相厚さはユニットセル内のゲル相割合が12.54%としているが, 粒子含有率に対するゲル相割合の比率は4章のモデルとほとんど等しく, 粒子径の大きさに対するゲル相厚さは4章と同程度のモデルである。また導入するゴム相及びゲル相の物性値は絡み点不均一性を考慮した

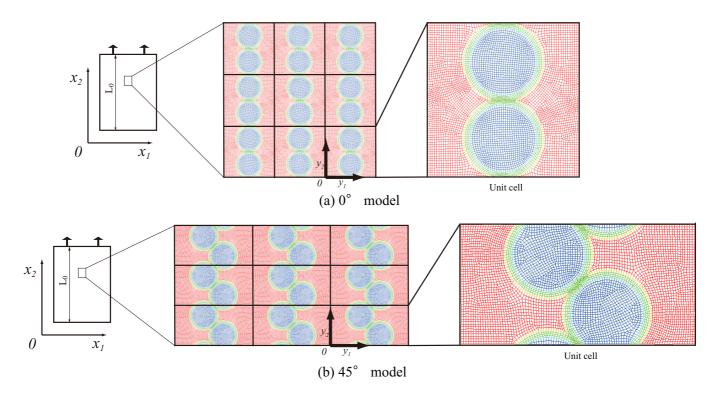


Fig.5.1 Simple simulation models to investigate the effects of the direction of silica bunching structure in rubber.

表 4.2 に示すものを用い,その他解析条件は 4 章と同じく非圧縮性を与えるペナルティ 定数を $\dot{p}=50$,シリカ粒子の縦弾性係数 E=100[MPa],ポアソン比 $\nu=0.3$,材料温 度を T=296[K] で一定とする.巨視的に一様な単軸変形を与えるものとして,巨視座標系の x_2 方向に $\dot{u}=100[\text{mm/min}]$ の一定な変形速度で,最大伸びが $\lambda_2=1.5$ になるまで引張変形を与えた後除荷を行い,1 サイクルの変形挙動を解析する.

5.2 解析結果

図 5.2(a) に 0° モデルの解析結果の真応力-ストレッチ関係を示す.また最大引張り時の λ_2 =1.5 における (b) 初期セグメント数からの変化量 ΔN の分布,(c) 分子鎖ストレッチ λ_c の分布,(d) 引張り方向応力 σ_{22} の分布,(e) 回転 θ の分布を示す.なお (d) の σ_{22} について,粒子連結部のゲル相の一部のみが σ_{22} =86.0[MPa] 程度まで上昇しており,その他の相は大きいところでも 15.0[MPa] 程度である.この要因については後

述するが、これにより σ_{22} の最大値にスケールを合わせると σ_{22} の詳細な分布状態を確認出来ないためスケールの最大値を σ_{22} =16.0[MPa] とし、この値を超えた部分は全て赤で示している。4章で用いた解析モデルとは粒子含有率やゲル相厚さが異なること、0°モデルや45°モデルは粒子配置が特別なユニットセルであることから4章の結果と値の大きさの比較は行わず、その特徴を検討する。そのため (a)(c)(d) のスケールは4章のものとは異なることに注意されたい。

0°モデルによる解析では負荷過程において応力が軟化した後,更に引張りを与えることで配向硬化が見られ、4章の巨視的な応答では見られなった3次関数的な曲線を描いている。また負荷反転後に応力の大幅な低下が見られ、それに伴いヒステリシスロスも大きく発生していることがわかる。

次に図 5.2(c) の λ_c 分布,(d) の σ_{22} 分布,(e) の θ 分布から 0° モデルの詳細な変形応答について言及する。 0° モデルはシリカ粒子が引張り方向に直線的に連結されており,剛性の高いシリカ粒子はほとんど変形しないためユニットセルの中心軸付近では系全体に与えた引張りが粒子連結部のゲル相に集中している。加えて,(e) の回転 θ の分布より,引張りに伴い粒子周りのゲル相はそれぞれ粒子側面方向に回転しているため,より大きな変形が中心軸付近のゲル相に加わっている。そのため引張り方向応力 σ_{22} が 16.0[MPa] 以上の高い値を示している。さらに,Poisson 収縮によって 2 つの粒子の側面部分の間隔が縮小されるので,その間にあるゴム相は,他のゴム相に比べ大きな λ_c , σ_{22} を生じている (図 (c),(d) の横方向の帯).

次に図 5.3 に負荷 \rightarrow 除荷過程における分子鎖ストレッチ λ_c ,図 5.4 に引張り方向応力 σ_{22} それぞれの分布の推移を,上側 (a) に負荷時,下側 (b) に除荷時のものを並べて示す。4章と同じく右端の λ_2 =1.5 における負荷時と除荷時の分布は同じである。負荷過程においてまず粒子周りのゲル相の λ_c が周囲に比べて大きくなり, λ_2 =1.3 近傍から粒子連結部のゲル相の変形が顕著になっていく様子,それに伴う σ_{22} の顕著な上昇が確認出来る。 λ_c の最大値は 2.80 と非常に大きく,これは引張り方向の主ストレッチ λ_2 に換算すると 4.75 程度に相当する。4.1 節の図 4.6 で示した,解析モデルに導入しているゲル相の応答から,負荷過程 λ_2 =3.0 近傍から配向硬化が見られることがわかる。この 0° モデルにおいても λ_2 =3.0 を大幅に超える変形がゲル相に加わっているため,図 5.2(a) の真応力-ストレッチ関係においてもこのゲル相の影響により配向硬化が見られた。

一方除荷については負荷過程と全く同じ順序で分子鎖ストレッチ λ_c が元の値に収束しており、引張り方向応力 σ_{22} については4章の巨視的な応答と同様負荷時よりも応力値が小さいが、特に粒子連結部のゲル相の応力値が大幅に小さくなっていることがわかる。図 5.2(b) のセグメント数変化量 ΔN の分布から、粒子連結部のゲル相の ΔN は 2.9 程度、他のゲル相は1.5 程度と λ_c の大きさに対応してセグメント数が増加しており、それにより変形抵抗が減少するため、応力の低下が顕著になったと考えられる。このことからシリカ充填ゴムの0°モデルに発生するヒステリシスロスは、特に非アフィン変形の顕著な粒子連結部において大幅に応力が低下することに起因することがわかった。

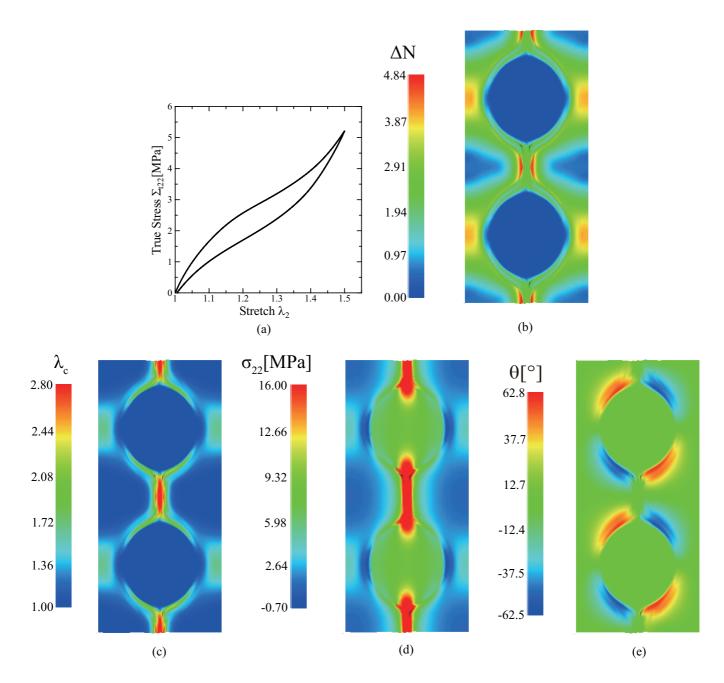


Fig.5.2 (a) True stress-stretch relations and deformation behaviors for an average stretch $\lambda_2=1.5$ distribution of (b)changes of average number of segments, (c) chain stretch and (d) tensile stress. (0° bunching structure model)

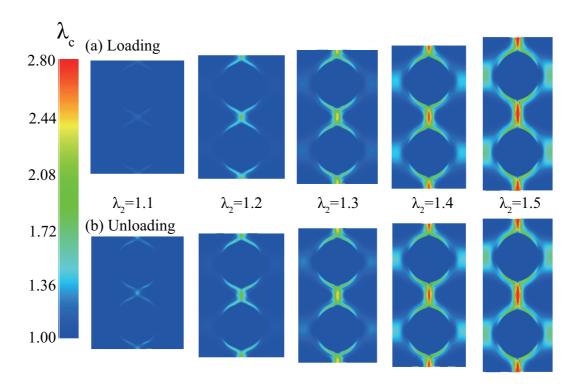


Fig.5.3 Change in distribution of chain stretch. (0° bunching structure model)

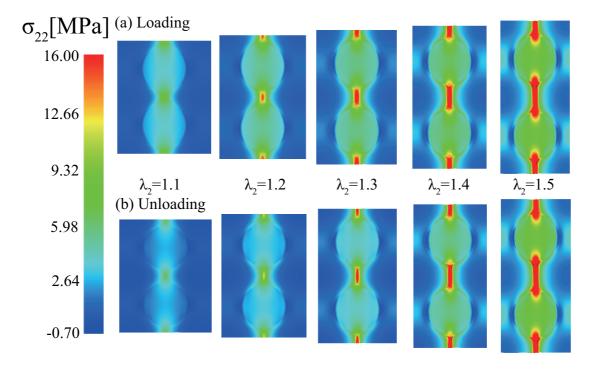


Fig.5.4 Change in distribution of tensile stress. (0° bunching structure model)

図 5.5(a) に 45°モデルの結果をまとめて示す. 比較のため各スケールは 0°モデルと合わせている. なお, 45°モデルの場合は σ_{22} の値の最大値が 16.0[MPa] 程度である.

(a) の真応力-ストレッチ関係について、 0° モデルとは異なり負荷過程における顕著な応力軟化や配向硬化は見られなかったが、除荷時の応力の低下によるヒステリシスロスの発現は確認出来る。図 5.5(c)、(d) 及び (e) から、 45° モデルにおいても 0° モデルと同様にシリカ粒子間の距離が最小となる中心軸付近のゲル相に変形が集中し、顕著な応力上昇が生じていることがわかる。加えて、引張りに伴い粒子位置が中心軸方向へずれるため、(e) の回転分布で示されるように粒子の両側面で回転角度の大きさが異なる。このため粒子の両側面のゴム相の分子鎖ストレッチ λ_c は非対称となり、回転角度の大きい側面のゴム相の変形が顕著になる。これによりゲル相の変形、引張り方向応力 σ_{22} の値も緩和されている。

最後に図 5.6 及び図 5.7 に負荷 \rightarrow 除荷過程における λ_c , σ_{22} それぞれの分布の変化を示す。 0° モデルとは異なり,負荷過程では粒子連結部のゲル相だけでなく回転角度の大きい側面のゴム相が,同程度の λ_c を示しながら系全体が延伸している。このため σ_{22} の大きい部分が粒子周りで S 字を描くように分布し,つり合いの条件から中心軸上の粒子にも大きな応力が分布している。最大引張り時における λ_c の最大値は粒子連結部のゲル相や回転角度の大きい側面のゴム相で 2.3 程度であるが,そこまで伸びている要素の範囲は非常に小さく,ゲル相では大きく延伸している側で 2.0 程度である。 $\lambda_c=2.0$ は引張り方向の主ストレッチ λ_2 に換算すると 3.3 程度に相当する。4.1 節の図 4.5 及び図 4.6 から $\lambda_2=3.3$ 程度ではどちらも配向硬化は生じない。そのため,図 5.5(a) の真応力-ストレッチ関係において 0° モデルのような顕著な配向硬化は見られなかったと考えられる。

一方,除荷については分子鎖ストレッチ λ_c ,引張り方向応力 σ_{22} ともに負荷時と形態は変わらず,コントラストが弱っただけとなる.ここで図5.2(b)の 0° モデルのセグメント数変化量 ΔN と図5.5(b)の 45° モデルの ΔN のカラーバーの範囲を比べると, 45° モデルの方が全体的にセグメント数増加量が大きいことがわかる.これは 0° モデルではゲル相への変形集中が顕著であったのに対して 45° モデルは粒子位置のずれによりゲル相に集中する変形をユニットセル全体に緩和したためである.これにより, 45° モデルでは除荷時における粒子連結部のゲル相の応力低下だけでなく,ユニットセル全体での応力低下によりヒステリシスロスが発現することが確認出来た.

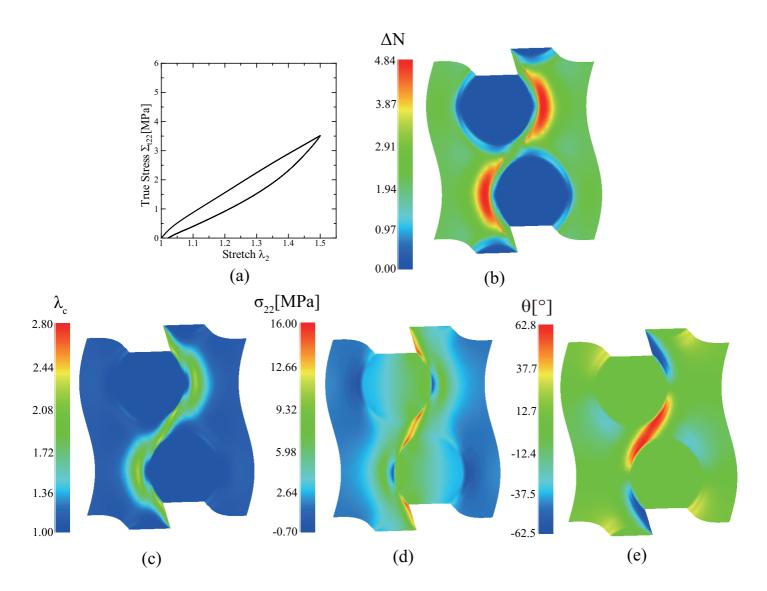


Fig.5.5 (a) True stress-stretch relations and deformation behaviors for an average stretch $\lambda_2=1.5$ distribution of (b)changes of average number of segments, (c) chain stretch, (d) tensile stress and (e) material rotation. (45° bunching structure model)

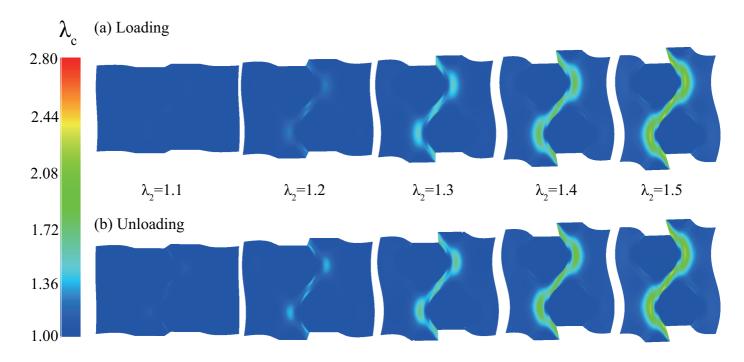


Fig. 5.6 Change in distribution of chain stretch. (45° bunching structure model)

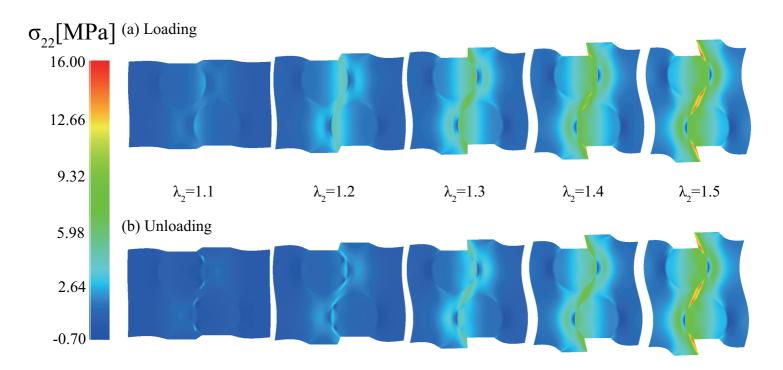


Fig.5.7 Change in distribution of tensile stress. (45° bunching structure model)

第6章

結論

シリカ充填ゴムは、シリカ粒子の分散形態や、粒子界面の結合状態を調整する結合剤の量を変えることで、これまでの主流である CB 充填ゴムより広範囲に力学特性を制御でき、さらには環境負荷が少ない。本研究ではシリカ充填ゴムの微視的な数珠繋ぎ構造をモデル化し、その力学応答を明らかにするため、非アフィン分子鎖網目理論によるゴム・ゲル相の物理・化学架橋を考慮した構成式の構築、均質化法に基づく有限要素シミュレーションによる多数のシリカ粒子分散構造の力学応答評価や少数の数珠繋ぎ構造での基礎物理メカニズムの解明などを行った。得られた結果を以下にまとめて示す。

第2章では、物理架橋点の解消を許容する非アフィン分子鎖網目理論により一般化した粘弾性8鎖モデルに、化学架橋点の解消も考慮する複合型非アフィン分子鎖網目モデルへの拡張を行った。さらに、負荷から除荷へ反転する際に観察される大きな応力低下現象を表現する構成式を提案し、シリカ未充填のゴムの新たな構成式を提案した。

第3章では、2変数漸近展開理論に基づく均質化法の基本的な考え方を述べた後、2章で示したゴム材の構成式を更新ラグランジュ法に基づく有限要素均質化法として定式化した。

第4章では、数珠繋ぎ構造を呈するシリカ充填ゴム内部のランダムな粒子分散形態を模擬したユニットセルモデルを構築し、ユニットセルの等方性、解像度の影響を検証した後、シリカ充填ゴムの巨視的な変形応答を評価した。シリカ粒子を含有する系の解析の前に、まず実験により報告されている絡み点の不均一性について、ゴム相及びゲル相それぞれの単相について均質化法で格子上に分割した要素ごとに、絡み点数を決定するセグメント数Nをランダムに変えた解析を行い、均一とした場合との差を

構成式のパラメータで再フィッティングし直すことで考慮した. そのゴム相・ゲル相の構成式を用いて、36 個のシリカ粒子を配置させた系の均質化法有限要素シミュレーションを行い、シリカ粒子の並びが縦横整列している規則格子モデルとランダムモデルの等方性を確認した後、現実の粒子配置に近い後者でシリカ充填ゴムの巨視的応答に及ぼす内部構造の変化について議論した. $\lambda_2=1.5$ までの繰り返し変形において、ユニットセルの延伸に伴い粒子に囲まれた狭い領域や引張り方向に並んだ粒子間のゴム相に大きな変形が集中していることや、粒子が凝集しているところでは粒子のクラスターが1つの介在物のようにふるまうことなどを明らかにした. さらに負荷変形時に生じる非アフィン変形、すなわち絡み点数の減少によって変形抵抗が減少し、ヒステリシスロスをもたらすことを示した.

第5章では、分散粒子間で生じる変形集中及び粒子周りの変形メカニズムを、より明確にするために簡素化した境界条件でユニットセル中に2粒子が引張り方向に直鎖状に繋がった0°、ならびに引張り方向に対して45°に傾いて繋がった45°モデルの2種類の極端な条件で引張りシミュレーションを行った。0°モデルの場合、粒子が引張り方向に直線的に連結されているため粒子連結部のゲル相に変形が集中し、負荷変形後期における配向硬化や顕著な非アフィン変形を生じてヒステリシスロスが増大した。一方45°モデルは引張りに伴い粒子位置が中心軸方向へ相対的にずれるためゲル相への変形集中は緩和され、0°モデルに比べユニットセル全体での非アフィン変形を生じてヒステリシスロスを担っていることが示された。

以上のように、ゴム・ゲル相の物理・化学架橋点の解消や、負荷反転時の応力低下を 考慮した構成式モデルの提案、絡み点の不均一性によるゴム・ゲル相の応答変化、多 数のシリカ粒子分散構造におけるヒステリシス発現と局所変形メカニズムの議論、2 粒子数珠繋ぎ構造でのヒステリシス発現メカニズムの検討などを行った。これにより、 シリカ充填ゴムの変形に及ぼす微視的なメカニズムの理解に関わる基本的な情報が得 られたと考える。シリカ充填ゴムを用いた製品の実設計においては3次元的な変形挙 動を呈するので、本論文で解析対象とした平面ひずみ状態でのシミュレーション結果 に比べ、変形の自由度は高くなり、より変形抵抗の小さい応答となることが考えられ る。したがって、今後の材料の実設計ではCB充填ゴムの場合と同様の本研究成果を 3次元に拡張した大規模解析による力学特性の評価が望まれる。

参考文献

- (1) 深堀美英, 設計のための高分子の力学, (2000), 技報堂出版.
- (2) Mullins, L., Thixotropic Behavior of Carbon Black in Rubber, *Rubber Chemistry* and *Technology*, Vol.23, (1948), pp.281-300.
- (3) Bergstöm, J.S. and Boyce, M.C., Constitutive Modeling of the Large Strain Time-Dependent Beahvior of Elastomers, Journal of Mechanical Physics and Solids, Vol.46, No.5(1998), pp.931-954.
- (4) 住友ゴム工業株式会社, TEM 画像.
- (5) Courtesy of SRI R&D Ltd.
- (6) 柴山充弘, 日本ゴム協会誌, 84-1,(2011),14-20.
- (7) 中島健, 岩蕗仁, 浦部匡史, 伊藤万喜子, 藤波想, 西敏夫, 日本ゴム協会誌, 85-7,(2012),46.
- (8) D. Wang, S. Fujinami, K. Nakajima, S. Inukai, H. Ueki, A. Magario, T. Noguchi, M. Endo, T. Nishi, Visualization of nanomechanical mapping on polymer nanocomposites by AFM force measurement, *Polymer*, Vol.51, (2010), pp.2455-2459.
- (9) 池田裕子, シンクロトロン X 線による架橋天然ゴムの伸長結晶化解析, 日本ゴム協会誌, **84**-1,(2011),pp.29-36
- (10) Gao, J. and Weiner, J. H., Computer Simulation of Viscoelasticity in Polymer Melts, *Macromolecules*, **25**, (1992), 1348-1356.
- (11) Ananyo, Bandyopadhyay, Pavan, K. Valavala, Thomas, C. Clancy, Kristopher, E. Wise. and Gregory M. Odegard., Molecular modeling of crosslinked epoxy polymers: The effect of crosslink density on thermomechanical properties, *Polymer*, 52, (2011), 2445-2452.

- (12) Ying, Li, Martin, Kroger. and Wing, Kam, Liu., Primitive chain network study on uncrosslinked and crosslinked cis-polyisoprene polymers, *Polymer*, **52**, (2011), 5867-5878.
- (13) Yashiro, K., Naito, M., Minagawa, Y. and Tomita, Y., On the Hysteresis of Polyethylene and Polybutadiene: A Molecular Dynamics Study, *Proceeding of ICCES2005*, Advances in Computational and Experimental Engineering and Science, CDROM
- (14) 屋代如月, 内藤正登, 皆川康久, 冨田佳宏, 非晶性高分子材料のヒステリシスに関する分子動力学的研究, 日本機械学会論文集, **A72**, (2006), 277-284.
- (15) O'Brien, J. et al., An NMR Investigation of the Interaction between Carbon Black and cis-Polybutadiene, *Macromolecules*, Vol.9, No.4(1976), pp.653-660.
- (16) . Gert Heinrich, Manfred Klüppel, Thomas A. Vilgis., Reinforcement of elastomers, Current Opinion in Solid State and Materials Science, Vol.6, (2002), pp.195-203.
- (17) A. R. Payne., The Dynamic Properties of Carbon Black-Loaded Natural Rubber Vulcanizates. Part I, Journal of Applied Polymer Science, Vol.6, (1962), pp.57-63.
- (18) J. A. C. Harwood, L. Mullins, and A. R. Payne., Stress Softening in Natural Rubber Vulcanizates.Part II. Stress Softening Effects in Pure Gum and Filler Loaded Rubbers, *Journal of Applied Polymer Science*, Vol.9, (1965), pp.3011-3021.
- (19) G. Kraus, C. W. Childers, K. W. Rollmann., Stress Softening in Carbon Black Reinforced Vulcanizates. Strain Rate and Temperature Effects, *Journal of Applied Polymer Science*, Vol.39, (1966), pp.1530-1543.
- (20) Dannenberg, E.M., The Effects of Surface Chemical Interactions on the Properties of Filler-Reinforced Rubbers, Rubber Chemistry and Technology, Vol.48, (1975), pp.410-444.

- (21) Julie Diani, Bruno Fayolle, Pierre Gilormini, A review on the Mullins effect, European Polymer Journal, Vol.45, (2009), pp.601-612.
- (22) Julie Diani, Bruno Fayolle, Pierre Gilormini, On the Mullins effect and hysteresis of fibered biological materials: A comparison between continuous and discontinuous damage models, Estefania Pena, Juan A. Pena, Manuel Doblare, International Journal of Solids and Structures, Vol.46, (2009), pp.1727-1735.
- (23) F. Bueche., Molecular Basis for the Mullins Effect, Journal of Applied Polymer Science, Vol.4, (1960), pp.107-114.
- (24) G. Marckmann, E. Verron, L. Gornet, G. Chagnon, P. Charrier, P. Fort., A theory of network alteration for the Mullins effect, *Journal of the Mechanics and Physics* of Solids, Vol.50, (2002), pp.2011-2028.
- (25) 内藤陽子, 伊藤眞義, シリカ充てん加硫ゴム材料の応力軟化に関する研究, 日本ゴム協会誌, **82**-9,(2009),pp.394-399
- (26) 古谷泰大, 陸偉, 内藤正登, 冨田佳宏, 分子鎖網目モデルによるカーボンブラック 充填ゴムの粘弾性変形挙動シミュレーション, 日本機械学会第17回計算力学講演 会講演論文集, No.04-40(2004-11), pp.17-18.
- (27) 古谷泰大, 内藤正登, 陸偉, 冨田佳宏, カーボンブラック充填ゴムの繰り返し変形 挙動の評価, 日本機械学会論文集A編, Vol.71, No.708(2005), pp.1109-1115.
- (28) Tomita, Y., Lu, W. and Furutani, Y., Micro- to Macroscopic Deformation Behavior of Carbon Black-Filled Rubber Under Monotonic and Cyclic Straining, *Proc. CIMTEC2004, Part B*, (2004), pp.121-132.
- (29) Tomita, Y., Azuma, K., and Naito, M., Strain-Rate-Dependent Deformation Behavior of Carbon-Black-Filled Rubber under Monotonic and Cyclic Straining, *Key Engineering Materials*, Vol. 340, No. 341 (2007), pp. 1017-1024.
- (30) 児玉総治, 西勝志, 岩蕗仁, 古川睦久, シリカ配合天然ゴムの耐熱性, 日本ゴム協会誌, Vol.76, No.11(2003), pp.393-398.

- (31) Wolff,S., Silanes in Tire Coupling After Ten Years A Review, *Tire Society and Technology*, Vol.15, No.4(1987), pp.276-294.
- (32) 松沢憲治, シリカ/シランフィラーシステムの化学とゴム補強性, 日本ゴム協会 誌, Vol.78, No.6(2005), pp.211-217.
- (33) 北村真瑠久, 神戸大学修士論文, シリカ充填ゴムの粘弾性挙動のモデル化と変形 挙動の評価, (2010)
- (34) 望月利紀,神戸大学修士論文,シリカ充填ゴムの内部微視構造のモデル化と変形 応答のシミュレーションによる評価,(2011)
- (35) 中田伸哉, 神戸大学修士論文, FEM シミュレーションによるシリカ充填ゴムの微 視構造のモデル化と力学特性評価, (2013)
- (36) 田中文彦, 高分子の物理学, (1994), 裳華房.
- (37) 冨田佳宏, ガラス状ポリマーの分子鎖網目理論による構成式と変形挙動のシミュレーション, 塑性と加工, Vol.37, No.424(1996), pp.485-491.
- (38) Kuhn, W. and Grun, F., Beeziehuugen Zwischen Elastischen Konstanten und Dehuungsdoppelbrechung Hochelastischer Stoffe, *Kollooidzeitschrift*, Vol.101, (1942), pp.248-271.
- (39) 土井正男, 小貫明, 高分子物理・相転移ダイナミクス, (1992), 岩波書店.
- (40) James, H.M. and Guth, E., Theory of the Elastic Properties of Rubber, J. Chem. Phys., 11 (1934), 455-481.
- (41) James, H.M. and Guth, E., Theory of the elastic properties of rubber, *Journal of Chemical Physics*, Vol.11, (1943), pp.455-481.
- (42) Wang, M.C. and Guth, E., Statistical Theory of Networks of Non-Gaussian Frexible Chains, *Journal of Chemical Physics*, Vol.20, No.7(1952), pp.1144-1157.
- (43) Treloar, L.R.G., The Elasticity of a Network of Long-Chain Molecules-III, Transactions of the Faraday Society, Vol.42, (1946), pp.83-94.

- (44) Flory, P.J. and Rehner, J., Statistical Mechanics of Cross-Linked Polymer Networks, *Journal of Chemical Physics*, Vol.11, No.11(1943), pp.512-520.
- (45) Arruda, E.M. and Boyce, M.C., A Three-Dimensional Constitutive Model for the Large Stretch Behavior of Rubber Elastic Materials, *Journal of Mechanical Physics and Solids*, Vol.41, No.2(1993), pp.389-412.
- (46) Green, A.E. and Zerna, W., *Theoretical Elasticity*, (1968), Oxford University Press.
- (47) Tomita, Y., Azuma, K. and Naito, M., Int. J. Mech. Sci., Vol 50, No. 5, (2008), pp 856-868.
- (48) Truesdell, C. and Noll, W., The Non-Linear Field Theories of Mechanics, Springer-Verlag, (1965).
- (49) Boyce, M.C., Weber, G.G. and Parks, D.M., On the Kinematics of Finite Strain Plasticity, *International Journal of Plasticity*, Vol.37, No.5(1989), pp.647-665.
- (50) 北川浩, 弾・塑性力学-非線形解析のための基礎理論-, (1987), 裳華房.
- (51) 久田俊明, 非線形有限要素法のためのテンソル解析の基礎, (1992), 丸善.
- (52) Boyce, M.C., Parks, D.M. and Argon, A.S., Inelastic Deformation of Glassy Polymers. Part I:Rate Dependent Constitutive Model, *Mechanics of Materials*, Vol.7, (1988), pp.15-33.
- (53) Doi, M. and Edwards, S.F., *The Theory of Polymer Dynamics*, (1986), Oxford University Press.
- (54) Gennes, P.G. de., Reptation of a Polymer Chain in the Presence of Fixed Obstacles, *Journal of Chemical Physics*, Vol.55, (1971), pp.572.
- (55) Raha, S. and Bowden, P.B., Birefringence of Plastically Deformed Polymethyl Methacrylate, *Polymer*, Vol.13, (1972), pp.174-183.

- (56) Botto, P.A., Duckket, R.A. and Ward, I.M., The Yield and Thermoelastic Properties of Oriented Polymethyl Methacrylate, *Polymer*, Vol. 28, (1987), pp. 257-262.
- (57) Tomita, Y. and Tanaka, S., Prediction of Deformation Behavior of Glassy Polymers Based on Molecular Chain Network Model, *International Journal of Solids and Structures*, Vol.32, No.23(1995), pp.3423-3434.
- (58) Tomita, Y., Adachi, T. and Tanaka, S., Modelling and Application of Constitutive Equation for Glassy Polymer Based on Nonaffine Network Theory, European Journal of Mechanics, A/Solids, Vol.16, No.5(1997), pp.745-755.
- (59) Higa, Y. and Tomita, Y., Computational Prediction of Mechanical Properties of Nickel-based Superalloy with Gamma Prime Phase Precipitates, Proceedings of ICM8, Advance Materials and Modeling of Mechanical Behavior, Vol.Ⅲ, (1999), pp.1061-1066.
- (60) 比嘉吉一, 冨田佳宏, 粒子強化型複合材の均質化法による変形挙動のモデル化とシミュレーション, 日本機械学会論文集A編, Vol.66, No.648(2000), pp.1441-1446.
- (61) 冨田佳宏, 数值弹塑性力学, (1990), 養賢堂.
- (62) Guedes, J.M. and Kikuchi, N., Preprocessing and Postprocessing for Materials Based on the Homogenization Method with Adaptive Finite Element Methods, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., Vol.83, No.2(1990), pp.143-198.
- (63) 内田真, 冨田佳宏, 非晶性高分子材料の微視組織の 不均一性が変形挙動に及ぼす 影響, 日本機械学会論文集 A 編, 70-698, (2004), 1484-1490.
- (64) 内藤正登, 東圭佑, 冨田佳宏, フィラー充填ゴムの粘弾性挙動のモデル化と数値シミュレーション, 日本機械学会第19回計算力学講演会講演論文集, No.06-9(2006-11), pp.397-398.

付録A

非圧縮性ゴム粘弾性体の構成式の速 度形式表示

式 (2.10) の速度形を導出する.

$$\sigma_{i} = \frac{1}{3} \left\{ C_{\alpha}^{R} \sqrt{N_{\alpha}} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_{c}}{\sqrt{N_{\alpha}}} \right) + C_{\beta}^{R} \sqrt{N_{\beta}} \frac{1}{\lambda_{\gamma}} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_{\beta}}{\sqrt{N_{\alpha}}} \right) \right\} \frac{\lambda_{i}^{2}}{\lambda_{c}} + \frac{1}{3} \left\{ C_{\alpha B}^{R} \sqrt{N_{\alpha B}} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_{c B}}{\sqrt{N_{\alpha A}}} \right) \right\} \frac{\lambda_{i}^{2}}{\lambda_{c}}' - p$$
 (A.1)

式 (A.1) を左 Cauchy-Green 変形テンソル A_{ij} を用いて表すと,

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{3} \left\{ C_{\alpha}^{R} \sqrt{N_{\alpha}} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_{c}}{\sqrt{N_{\alpha}}} \right) + C_{\beta}^{R} \sqrt{N_{\beta}} \frac{1}{\lambda_{\gamma}} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_{\beta}}{\sqrt{N_{\beta}}} \right) \right\} \frac{\lambda_{i}^{2}}{\lambda_{c}} + \frac{1}{3} \left\{ C_{\alpha B}^{R} \sqrt{N_{\alpha B}} \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\lambda_{c B}}{\sqrt{N_{\alpha A}}} \right) \right\} \frac{\lambda_{i}^{2}}{\lambda_{c}} - p \delta_{ij}$$
(A.2)

となる. 続いて, 下記の関係式

$$egin{aligned} egin{aligned} ar{oldsymbol{\sigma}} &= \dot{oldsymbol{\sigma}} - oldsymbol{W}oldsymbol{\sigma} + oldsymbol{\sigma} oldsymbol{W}, \ \dot{oldsymbol{I}}_1 &= (ext{tr}oldsymbol{A})^{\cdot} = 2oldsymbol{A} \cdot oldsymbol{D}, \ \dot{oldsymbol{A}} &= (oldsymbol{D} + oldsymbol{W}) oldsymbol{A} + oldsymbol{A}(oldsymbol{D} - oldsymbol{W}) \end{aligned}$$

を用いることにより、式(A.2)の速度形式表示は次式になる.

$$\begin{split} & \overset{\nabla}{\sigma}_{ij} = \frac{1}{3} \left[\left\{ C_{\alpha}^R \sqrt{N_{\alpha}} \left(\frac{\zeta}{\sqrt{N_{\alpha}}} - \frac{L}{\lambda_c} \right) + \frac{C_{\beta}^R \sqrt{N_{\beta}}}{\lambda_{\gamma}} \left(\frac{\zeta'}{\lambda_{\gamma} \sqrt{N_{\beta}}} - \frac{L'}{\lambda_c} \right) \right\} A_{ij} A_{kl} / A_{mm} \\ & + \left\{ \frac{L C_{\alpha}^R \sqrt{N_{\alpha}}}{\lambda_c} + \frac{L' C_{\beta}^R \sqrt{N_{\beta}}}{\lambda_c} \right\} \left\{ \delta_{ik} A_{jl} + A_{ik} \delta_{jl} \right\} \right] \dot{\varepsilon}_{kl} \end{split}$$

$$-\frac{C_{\beta}^{R}\sqrt{N_{\beta}}\dot{\lambda}_{\gamma}}{\lambda_{\gamma}^{2}\sqrt{3A_{mm}}}\left(L'+\frac{\lambda_{\beta}\zeta'}{\sqrt{N_{\beta}}}\right)A_{ij}+\frac{1}{3}\left[\left\{C_{\alpha B}^{R}\sqrt{N_{\alpha B}}\left(\frac{\zeta''}{\sqrt{N_{\alpha B}}}-\frac{L''}{\lambda_{c B}}\right)\right\}A'_{ij}A'_{kl}/A'_{mm}\right]$$
$$+\frac{L''C_{\alpha B}^{R}\sqrt{N_{\alpha B}}}{\lambda_{c B}}\left\{\delta_{ik}A'_{jl}+A'_{ik}\delta_{jl}\right\}\left[\left(\dot{\varepsilon}_{kl}-\dot{\varepsilon}_{kl}^{p}\right)-\dot{p}\delta_{ij}\right]$$
(A.3)

ただし、 $\overset{\nabla}{\sigma}_{ij}$ は Cauchy 応力の Jaumann 速度で、 I_1 は左 Cauchy-Green 変形テンソル A_{ij} の第 1 主不変量で、 $I_1=\lambda_1^2+\lambda_2^2+\lambda_3^2$ となる。 $\textbf{\textit{D}}$ は変形速度テンソルで, $\textbf{\textit{W}}$ はスピンテンソルである。tr はトレースを表す。

最後に、体積一定の条件下で、式 (A.3) に示す Cauchy 応力の Jaumann 速度 σ_{ij} を Kirchhoff 応力の Jaumann 速度 S_{ij} で置き換えても本質的な差はないことと、変形速度 テンソル \mathbf{D} をひずみ速度テンソル $\dot{\mathbf{c}}$ で置き換えることにより、非圧縮性ゴム弾性体の 構成式の速度形式表示は次式になる.

$$\overset{\nabla}{S}_{ij} = \frac{1}{3} \left[\left\{ C_{\alpha}^{R} \sqrt{N_{\alpha}} \left(\frac{\zeta}{\sqrt{N_{\alpha}}} - \frac{L}{\lambda_{c}} \right) + \frac{C_{\beta}^{R} \sqrt{N_{\beta}}}{\lambda_{\gamma}} \left(\frac{\zeta'}{\lambda_{\gamma} \sqrt{N_{\beta}}} - \frac{L'}{\lambda_{c}} \right) \right\} A_{ij} A_{kl} / A_{mm}
+ \left\{ \frac{L C_{\alpha}^{R} \sqrt{N_{\alpha}}}{\lambda_{c}} + \frac{L' C_{\beta}^{R} \sqrt{N_{\beta}}}{\lambda_{c}} \right\} \left\{ \delta_{ik} A_{jl} + A_{ik} \delta_{jl} \right\} \dot{\varepsilon}_{kl}
- \frac{C_{\beta}^{R} \sqrt{N_{\beta}} \dot{\lambda}_{\gamma}}{\lambda_{\gamma}^{2} \sqrt{3} A_{mm}} \left(L' + \frac{\lambda_{\beta} \zeta'}{\sqrt{N_{\beta}}} \right) A_{ij} + \frac{1}{3} \left[\left\{ C_{\alpha B}^{R} \sqrt{N_{\alpha B}} \left(\frac{\zeta''}{\sqrt{N_{\alpha B}}} - \frac{L''}{\lambda_{cB}} \right) \right\} A'_{ij} A'_{kl} / A'_{mm} \right]
+ \frac{L'' C_{\alpha B}^{R} \sqrt{N_{\alpha B}}}{\lambda_{cB}} \left\{ \delta_{ik} A'_{jl} + A'_{ik} \delta_{jl} \right\} \dot{\varepsilon}_{kl} - \dot{\varepsilon}_{kl}^{p} - \dot{p} \delta_{ij} \tag{A.4}$$

ここで、 \sqrt{N} は分子鎖の限界伸び比を表す。 $\zeta = \frac{d}{dx}\mathcal{L}^{-1}\left(x\right) \bigg|_{x=\sqrt{\frac{I_1}{3N}}} = \frac{\beta^2}{1-\beta^2 \mathrm{csch}^2\beta}$ である.

付録B

$[\phi],[\mathbf{B}],[\mathbf{E}],\{\psi\}$ の具体形

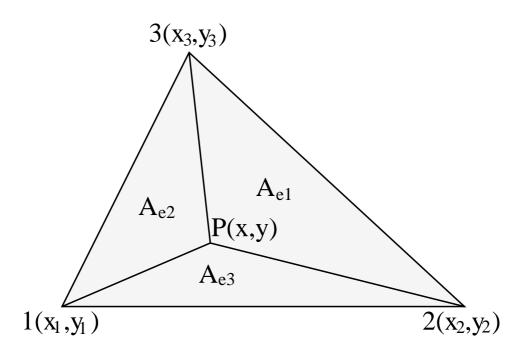


Fig.B.1 Triangle Element

要素は図 B.1 に示すような三角形 1 次要素を用いるので、形状マトリクス $[\phi]$ 及び $\{\psi\}$ は次のようになる.

$$\{T\} = \{\psi\}^T \{\theta\} , \{\psi\}^T = \{\psi_1 \ \psi_2 \ \psi_3\}^T$$
 (B.1)

$$\{v\} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \end{Bmatrix} = [\phi] \{\dot{\delta}\} \tag{B.2}$$

$$[\phi] = [\phi_1][\phi_2][\phi_3]$$
(B.3)

$$[\phi] = [[\phi_1][\phi_2][\phi_3]]$$

$$[\phi_i] = \begin{bmatrix} \psi_i & 0 \\ 0 & \psi_i \end{bmatrix}$$
(B.3)

ここで、 ψ_i は形状関数である。図 B.1 のように節点 1,2,3 の座標をそれぞれ (x_1,y_1) 、 (x_2,y_2) 、 (x_3,y_3) とし、要素内の任意の点 P の座標を (x,y) とすると、全体の面積 A_e 、 A_{e1} , A_{e2} , A_{e3} は次のように表せる。

$$2A_e = \det \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} \quad , \quad 2A_{e1} = \det \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix}$$
(B.5)

$$2A_{e2} = \det \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_3 & y_3 \\ 1 & x_1 & y_1 \end{bmatrix} , \quad 2A_{e3} = \det \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \end{bmatrix}$$
(B.6)

上式を用いて形状関数 ψ_1,ψ_2,ψ_3 は次式のようになる.

$$\psi_1 = \frac{A_{e1}}{A_e} \quad , \quad \psi_2 = \frac{A_{e2}}{A_e} \quad , \quad \psi_3 = \frac{A_{e3}}{A_e}$$
(B.7)

次にマトリクス [B],[E] は平面問題では次のようになる.

$$\{\dot{\varepsilon}\} = \begin{cases} \dot{\varepsilon}_{xx} \\ \dot{\varepsilon}_{yy} \\ 2\dot{\varepsilon}_{xy} \end{cases} = [B]\{\dot{\delta}\}$$
 (B.8)

$$[B] = [[B_1][B_2][B_3]]$$
 (B.9)

$$[B_i] = \begin{bmatrix} \psi_{i,x} & 0\\ 0 & \psi_{i,y}\\ \psi_{i,y} & \psi_{i,x} \end{bmatrix}$$
 (B.10)

$$\{q\} = \begin{cases} v_{x,x} \\ v_{y,y} \\ v_{x,y} \\ v_{y,x} \end{cases} = [E]\{\dot{\delta}\}$$
 (B.11)

$$[E] = [[E_1][E_2][E_3]]$$
 (B.12)

$$[E_i] = \begin{bmatrix} \psi_{i,x} & 0 \\ 0 & \psi_{i,y} \\ \psi_{i,y} & 0 \\ 0 & \psi_{i,x} \end{bmatrix}$$
(B.13)

付録C

関連発表論文 - 講演論文

学術講演

- ▶ 本馬剛徳, 屋代如月, 冨田佳宏, FEM シミュレーションによるシリカ充填ゴムのモデル化と力学特性評価, 日本機械学会 第26回計算力学講演会 CMD2013, 佐賀大学, (2013.11)
- ▷ 本馬剛徳, 屋代如月, 冨田佳宏, FEM シミュレーションによるシリカ充填ゴムのモデル化と力学特性評価, 日本機械学会 第 27 回計算力学講演会 CMD2014, 岩手大学, (2014.11)

謝辞

本研究を遂行するにあたり、著者が大学在籍時より研究全般に渡り懇切丁寧な御教授、御指導を賜るとともに、貴重な研究発表の機会や素晴らしい研究環境を提供して頂いた屋代如月教授(現岐阜大学)に深甚な感謝の意を表します。また、日頃から研究について多くの御助言、御教示を賜るとともに、本論文の作成にあたり丁寧かつ熱心なご指導を賜りました冨田佳宏教授(現同志社大学)に心より感謝致します。

本研究に対して貴重な御助言と御指導,有益な議論を賜りました田中克志教授に深く感謝致します。また,日々の研究活動を円滑に行えるよう便宜を図っていただきました片山雷太技術職員に感謝致します。

本研究において実験データを提供していただいた住友ゴム工業株式会社の諸氏に厚く御礼申し上げます。同じ研究テーマに取り組み、有益な討論と適切なご指摘を頂いた、中田伸哉氏(現住友電エハードメタル株式会社)に心から感謝致します。

日々の研究活動や、大学院1年次の就職活動中に多くの有益なご意見を頂いた表面・ 界面工学研究室の諸先輩方に深く感謝いたします。また研究室配属以来、同輩として 互いに切磋琢磨し、時には励ましあった伊藤貴彦氏、小出卓矢氏、津川悠太氏、菱谷 卓也氏、藤麻成貴氏、毛利友宙氏、森太一氏に厚く御礼申し上げます。表面・界面工 学研究室諸氏に今日に至るまで数々の御支援と御協力を頂きましたので、ここに記し 感謝の意を表します。

最後に、6年間の長きに渡る学生生活において、多大な支援と理解を頂いた両親に、 敬意と感謝の意を表します。

平成27年2月

本馬 剛徳